Դայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր.

1993

Журнал издается с 1966 г. Выходит 6 раз в год на русском, армянском и английском языках.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В. М. Арутюнян, главный редактор. Э: Г. Шароян, зам. главного редактора. А. А. Мирзаханян, ответственный секретарь.

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ

Վ. Մ. Հարությունյան, գլխավոր խմբագիր։ Է. Գ. Շառոյան, գլխավոր խմբագրի տեղակալ։ Ա. Ա. Միրզախանյան, պատասխանատու քարտուղար։

EDITORIAL BOARD

V. M. Aroutiounian, editor-in-chief. E. G. Sharoyan, associate editor. A. A. Mirzakhanyan, executive secretary.

1.61

Адрес редакции: Республика Армения, 375019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24-г.

Խմբագրության հասցեն՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 375019, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24-դ։

Editorial address: 24-g, Marshal Bagramyan Av., Yerevan, 375019, Republic of Armenia.

УДК 537. 582. 4:621. 375. 8

ВОЗБУЖДЕНИЕ КИЛЬВАТЕРНЫХ ВОЛН В ПЛАЗМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ СГУСТКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ. І

С. А. БАБАДЖАНЯН, Э. В. СЕХПОСЯН, С. С. ЭЛБАКЯН

Ереванский физический институт

(Поступила в редакцию 15 июня 1992 г.)

Рассматривается задача о возбуждении кильватерной волны в плазме последовательностью сгустков заряженных частиц в линейном приближении. Проанализирован случай резонансного усиления кильватерного поля, имеющий место при определенных соотношениях между параметрами сгустков.

1. Возможность возбуждения продольных электрических полей большой амплитуды сгустком заряженных частиц или последовательностью сгустков в плазме широко обсуждается в последние годы в литературе (см., например, обзоры [1-3]).

Линейная теория возбуждения кильватерных волн в плазме сгустками электронов в целях ускорения и фокусировки пучков заряженных частиц к настоящему времени достаточно хорошо развита [4-11]. В работах [4-7] рассмотрена задача о возбуждении кильватерных волн последовательностью заданных сгустков с продольными размерами, значительно меньшими длины возбуждаемой волны, т. е., сгустков, точечных в продольном направлении. Распределение же заряда внутри сгустков в поперечных направлениях принято параболическим. В работе [8] распределение заряда в продольном направлении в сгустках имеет гауссовский характер при параболическом распределении в поперечных направлениях. В работе [9] сделана попытка решить задачу о возбуждении ускоряющих полей в плазме конечной последовательностью точечных сгустков в рамках самосогласованной теорин, т. е., с учетом обратного влияния возбуждаемых сгустками полей на их собственное движение. Проблеме обеспечения высокого коэффициента трансформации в схеме ускорения кильватерными волнами посвящена работа [10] (см. также [2]), в которой, в частности, рассматривается возбуждение кильватерных волн в пассивных структурах последовательностью точечных сгустков с линейным распределением по номеру сгустка числа частиц в п-ом сгустке. В работе [11] дано решение задачи о возбуждении кильватерной волны двумерным сгустком заданной произвольной формы. 1236 232

В данной работе рассматривается задача о возбуждении кильватерной волны в плазме последовательностью N протяженных однородных сгустков с плотностями $n_{\delta_k}(k=1, 2, ..., N)$, длинами d_k , отстоящих друг от друга на расстояниях l_k в линейном приближении, .3 когда, по крайней мере, необходимо выполнение условия $n_{b_R}/n_0 \ll 1$, где n_0 —равновесная плотность электронов плазмы. Найдены выражения для возмущений плазмы—поля, скорости и плотности внутри и за k-ым сгустком в зависимости от параметров сгустков N, n_{b_R} , d_R и l_k . Исследованы условия резонансного усиления кильватерного поля, возбужденного последовательностью N сгустков одинаковой плотности n_b и длины d с одинаковыми расстояниями l между ними. При этом условие применимости линейного приближения сводится не только к ограничению на плотность сгустков, но и к ограничению также на число сгустков N.

2. Рассмотрим возбуждение кильватерных воли в плазме пучком, состоящим из последовательности. Vоднородных сгустков электронов с длинами d_k и бесконечными поперечными размерами, следующих друг за другом вдоль оси z со скоростью v_0 , с расстояниями между задней границей k-го сгустка и передней границей (k+1)-го, равными l_k . В этом случае распределение плотности пучка запишется в виде

$$n_{b}(\tilde{z}) = \begin{cases} n_{b_{k}}, \text{ при} - \left(d_{k} + \sum_{s=1}^{k-1} L_{s}\right) \leq \tilde{z} \leq -\sum_{s=1}^{k-1} L_{s}, \\ 0, \text{ при} - \sum_{s=1}^{k} L_{s} \leq \tilde{z} \leq -\left(d_{k} + \sum_{s=1}^{k-1} L_{s}\right). \end{cases}$$
(1)

где n_{b_k} -плотность k-го сгустка, $L_k = d_k + l_k$, $\tilde{z} = z - v_0 t$ и начало координат выбрано на фронте первого сгустка.

Плазму будем полагать бесконечной, холодной, однородной с равновесной плотностью n_0 и с неподвижными ионами. Мы ищем стационарные решения, когда все величины зависят от $\tilde{z} = z - v_0 t$. Тогда система уравнений гидродинамики для электронов плазмы и уравнений Максвелла в линейном приближении будет иметь следующий вид:

$$n_e(\tilde{z}) = n_0 \left(1 + \frac{v_e(\tilde{z})}{v_0} \right), \tag{2}$$

$$E(\tilde{z}) = \frac{m_e v_0}{e} \frac{dv_e(\tilde{z})}{d\tilde{z}}, \qquad (3)$$

$$\frac{d^{\mathbf{a}}v_{\boldsymbol{e}}(\tilde{z})}{d\tilde{z}^{\mathbf{a}}} + \frac{\omega_{p}^{2}}{v_{0}^{2}}v_{\boldsymbol{e}}(\tilde{z}) = -\frac{4\pi e^{\mathbf{a}}}{m_{\boldsymbol{e}}v_{0}}n_{b}(\tilde{z}), \qquad (4)$$

где $E = E_z$ -продольное электрическое поле, $v_e(\tilde{z})$ -скорости электронов плазмы, $\omega_p^2 = \frac{4\pi e^s n_0}{m_e} (m_e, e$ -масса и абсолютное значение заряда электрона), $v_e/v_0 \ll 1$. В точках, где $v_e(\tilde{z}) = 0$, $n_e(\tilde{z}) = n_0$. На фронте первого сгустка ($\tilde{z} = 0$) выполняются граничные условия

14

$$n_e(\tilde{z}=0) = n_0, v_e(\tilde{z}=0) = 0, E(\tilde{z}=0) = 0.$$
 (5)

Система уравнений (2—4) ввиду кусочной непрерывности функции распределения частиц пучка $n_b(\tilde{z})$ распадается на (2N+1) систем уравнений по областям непрерывности, причем в силу непрерывности решений граничными условиями для k-ой области будут значения параметров плазмы (k-1)-ой области на их общей границе. Решая их для области внутри произвольного k-го сгустка, получаем следующие выражения для возмушений плотности, скорости и напряженности поля:

$$\Delta n_{d_k}(\widetilde{z}) = -n_{b_k} \left[1 - \cos k_p \left(\widetilde{z} + \sum_{s=1}^{k-1} L_s \right) \right] + \Delta n_{l_{k-1}}(\widetilde{z}), \tag{6}$$

$$v_{d_{k}}(\tilde{z}) = -\frac{n_{b_{k}}}{n_{0}} v_{0} \left[1 - \cos k_{p} \left(\tilde{z} + \sum_{s=1}^{k-1} L_{s} \right) \right] + v_{k-1}(\tilde{z}), \quad (7)$$

$$E_{d_k}(\tilde{z}) = -\frac{n_{b_k}}{n_0} \frac{m_e \omega_p}{e} v_0 \operatorname{sln} k_p \left(\tilde{z} + \sum_{s=1}^{k-1} L_s \right) + E_{l_{k-1}}(\tilde{z}), \tag{8}$$

где $k_p = \frac{\omega_p}{v_0}$, $\Delta n_{l_{k-1}}$, $v_{l_{k-1}}$, $E_{l_{k-1}}$ — возмущения параметров плазмы за (k-1)-ым сгустком:

$$\Delta n_{l_{k-1}}(\tilde{z}) = 2 \sum_{s=1}^{k-1} n_{b_s} \sin k_p \frac{d_s}{2} \sin k_p \left(\tilde{z} + \frac{d_s}{2} + \sum_{q=1}^{s-1} L_q \right), \tag{9}$$

$$v_{l_{k-1}}(\tilde{z}) = 2\sum_{s=1}^{k-1} \frac{n_{b_s}}{n_0} v_0 \sin k_p \frac{d_s}{2} \sin k_p \left(\tilde{z} + \frac{d_s}{2} + \sum_{q=1}^{s-1} L_q\right), \quad (10)$$

$$E_{l_{k-1}}(\tilde{z}) = 2\sum_{s=1}^{k-1} \frac{n_{b_s}}{n_{\theta}} \frac{m_e \omega_p v_0}{e} \sin k_p \frac{d_s}{2} \cos k_p \left(\tilde{z} + \frac{d_s}{2} + \sum_{q=1}^{s-1} L_q\right).$$
(11)

Условие малости возмущения параметров плазмы по сравнению с их равновесными значениями (условие линейности задачи) приводит в общем случае к неравенствам

$$n_{b_s} \ll n_0, \quad \sum_{s=1}^N n_{b_s} \ll n_0, \quad s=1, \ 2, \ \dots \ N.$$
 (12)

В случае, когда параметры сгустков и расстояния между ними одинаковые, выражения для возмущений плазмы за N сгустками принимают вид:

$$\Delta n_{l_{N}}(\tilde{z}) = 2n_{o} \operatorname{sin} k_{p} \frac{d}{2} \frac{\operatorname{sin} k_{p} N \frac{(l+d)}{2}}{\operatorname{sin} k_{p} \frac{l+d}{2}} \operatorname{sin} k_{p} \left[\left(\tilde{z} + \frac{d}{2} \right) + (N-1) \frac{l+d}{2} \right],$$
(13)

$$v_{l_{N}}(\tilde{z}) = 2 \frac{n_{b}}{n_{0}} v_{0} \sin k_{p} \frac{d}{2} \frac{\sin k_{p} N \frac{(l+d)}{2}}{\sin k_{p} \frac{l+d}{2}} \sin k_{p} \left[\left(\tilde{z} + \frac{d}{2} \right) + (N-1) \frac{l+d}{2} \right],$$
(14)

$$E_{l_N}(\tilde{z}) = 2\frac{n_b}{n_0} \frac{m_e \omega_p v_0}{e} \sin k_p \frac{d}{2} - \frac{\frac{\sin k_p N}{2} \frac{(l+d)}{2}}{\frac{\sin k_p}{2} \frac{l+d}{2}} \cos k_p \left[\left(\tilde{z} + \frac{d}{2} \right) + \right]$$

$$+(N-1)\frac{l+d}{2}\Big].$$
 (15)

Из приведенных выражений (13)—(15) видно что при выполнении условия

$$l = d = m\lambda_p, \ \lambda_p = \frac{2\pi}{k_p}, \ m = 1, 2, \ldots$$
 (16)

происходит N – кратное усиление возмущений плазмы (случай резонанса):

$$\Delta n_{I_N}(\tilde{z}) = 2N n_b \operatorname{sin} k_p \left(\frac{d}{2} \operatorname{sin} k_p \left(\tilde{z} + \frac{d}{2} \right),$$
(17)

$$v_{l_N}(\tilde{z}) = 2N \frac{n_b}{n_b} v_0 \sin k_p \frac{d}{2} \sin k_p \left(\tilde{z} + \frac{d}{2}\right), \tag{18}$$

$$E_{l_N}(\tilde{z}) = 2N \frac{n_b}{n_0} \frac{m_e \omega_p v_0}{e} \operatorname{sin} k_p \frac{d}{2} \cos k_p \left(\tilde{z} + \frac{d}{2}\right). \tag{19}$$

Из этих выражений в силу условия линейности получаем следующее условие на число сгустков, при котором полученные результаты верны:

$$N \ll \frac{1}{2} \frac{n_0}{n_b} \,. \tag{20}$$

Если же

A MARLANK

·= 1972 · - 1989 6 - 2

SKALL AND COM

$$d = k \lambda_p, k = 1, 2, ... N$$
 (21)

нлн

$$l+d=\frac{k\lambda_p}{N},\qquad(22)$$

где & не кратно N, то возмущения плазмы полностью локализуются внутри пучка, т. е., в области за пучком, как и впереди пучка, плазма будет невозмущенной.

В случае $d_k \rightarrow 0$ ($d_k \ll \lambda_p$), при условии, что $\lim_{d_k \rightarrow 0} (n_{b_k} d_k) = \sigma_k \neq 0$, полученные выражения переходят в соответствующие выражения для пучка, состоящего из заряженных плоскостей.

В заключение приведем выражение для коэффициента трансформации R для резонансного случая, определив его как отношение максимального ускоряющего поля за N-ым сгустком к максимальному тормозящему полю внутри N-го сгустка:

$$R = \frac{2N}{2N-1}$$

Наибольшее значение R=2 достигается при N=1, а с ростом числа N сгустков $R \rightarrow 1$, т. е., $1 \leqslant R \leqslant 2$. Уменьшение R с числом сгустков происходит за счет уменьшения длины ускорения последнего сгустка, происходящего вследствие увеличения тормозящего поля в нем.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Файнберг Я. Б. Физика плазмы, 13, 607 (1987).
- 2. Аматуни А. Ц., Лазнев Э. М., Нагорский Г. А. и др. ЭЧАЯ, 20, 1246(1989).
- Каtsouleas Т. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-физические исследования, вып. 6(14), 106(1990).
- 4. Ruth R. D., Chao A., W., Morton P. L., Wilson P. B. Part. Acc., 17, 171 (1985).
- 5. Chen P., Dawson J. M., Huff R. W. and Katsoules T. Phys. Rev. Lett., 54, 693 (1985). 6. Chen P. Part. Acc., 20, 171 (1986).
- 0. Chen P. Part. Acc., 20, 171 (1900).
- Wilks S., Katsouleas T., Dawson J. M., Chen P., Su J. J. IEEE Trans. plasma Sci. PS-15 (2), 210 (1987).
- 8. Nakajima K. Preprint KEK 89-79. A. 6 p, 1989.
- Балакнрев В. А., Блиох Ю. П., Мухин В. В., Онищенко И. Н., Файнберг Я. Б. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-физические исследования, вып. 6(14), 135(1990).
- Laziev E. M., Tsakanov V. M. SLAC Proc., 1986, Linac Conf. SLAC-Rep.-303, 1986, p. 578.
- 11. Keinigs R., Jones M. E. Phys. Fluids., 30 (1), 252 (1987).

ԿԻԼՎԱՏԵՐԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՊԼԱԶՄԱՑՈՒՄ ԼԻՑՔԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ԹԱՆՁՐՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ. I.

U. U. FUFULLUTSUT, L. 4. UBLFAUSUL, U. U. LIFU48UL

Դիտարկված է Բանձրուկների հաջորդականության կողմից պլազմայում կիլվատերային ալիջների առաջացման խնդիրը գծային մոտավորությամբ։ Ուսումնասիրված է կիլվատերային դաշտի ռեզոնանսային ուժեղացման դեպջը, որը տեղի ունի Բանձրուկների պարամետրերի միջև որոշակի առնչությունների դեպջում։

EXCITATION OF WAKE WAVES IN PLASMA BY A SUCCESSION OF CHARGED PARTICLE BUNCHES. I

S. A. BABADZHANIAN, E. V. SEKHPOSSIAN, S. S. ELBAKIAN

The problem of excitation of wake waves in plasma by a succession of charged particle bunches is considered in the linear approximation. The case of resonant amplification of the wake field taking place for definite relations between the bunch parameters is analyzed.

7

(23)

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, вып. 1, 14-16 (1993)

УДК 535:538.61

All we the

БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ

О. С. ЕРИЦЯН, М. А. ГАНАПЕТЯН

Ереванский государственный университет

(Поступила в редакцию 15 мая 1992 г.)

Рассматривается возможность экопериментального исследования частотной и температурной зависимости проводимости и других характеристик сверхпроводящих материалов, которые определяются взаимодействием электромагнитной волны с указанными материалами.

1. Введение. При взаимодействии электромагнитной волны с границами раздела сред имеет место усиление изменения азимута поляризации (изменение $\Delta \Phi_1$ азимута поляризации волны, провзаимодействовавшей со средой, происходящее из-за изменения азимута поляризации $\Delta \Phi$ падающей волны, не равно $\Delta \Phi$), обусловленное неэквивалентностью азимутов поляризации падающей волны [1]. Имеет место также изменение эллиптичности поляризации при взаимодействии волны со средой. Измерения зависимости Φ_1 от Φ и эллиптичности поляризации* η от Φ на разных частотах падающей волны могут дать сведения о характеристиках образца и, в частности, об их зависимости от частоты и температуры при изменении последней.

2. Отражение плоской электромагнитной волны частоты © от границы образца. Рассмотрим отражение плоскополяризованной электромагнитной волны частоты © от границы z = 0 исследуемой среды, занимающей область z≥0. Волна падает из вакуума, волновой вектор лежит в плоскости xz. Диэлектрическую и магнитную проницаемости среды и ее электропроводность обозначим через ε,µ. σ.

Решая задачу отражения и преломления на границе, приходим к следующим соотношениям (азимуты поляризации отсчитываются от направления оси у-нормали к плоскости падения):

а) Зависимость между Ф, и Ф

$$\Phi_1 = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{2\rho_0 \operatorname{tg} \Phi}{1 - \rho_0^2 \operatorname{tg}^a \Phi} \cos \alpha \right), \tag{1}$$

где ро и а-модуль и аргумент комплексного выражения:

 $x = \frac{k_{2z} - \tilde{\epsilon}k_z}{k_{2z} + \tilde{\epsilon}k_z} \cdot \frac{\mu k_z + k_{2z}}{\mu k_z - k_{2z}},$

Эллиптичность поляризации η есть отношение малой полуоси эллипса поляризации электрического поля волны к большой полуоси.

 $(\rho_0 = |x|, \alpha = \arg x, \tau. e., x = \rho_0 e^{ix}),$ $\bar{s} = s + i \frac{4\pi\sigma}{\omega}, \quad k_{2x} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\bar{s}\mu - \sin^2 \vartheta},$ $k_x = \frac{\omega}{c} \cos \vartheta, \text{ где } \vartheta - \text{ угол падения};$

б) Коэффициент усиления по азимуту

$$f = \frac{d\Phi_1}{d\Phi} = \frac{\rho_0^2 \sec^2\Phi (1 + \rho_0^2 \sec^2\Phi)}{(1 - \rho_0^2 tg^2\Phi)^2 + (2\rho_0 tg\Phi\cos\alpha)^2}\cos\alpha; \qquad (2)$$

в) Отношение полуосей эллипса поляризации отраженной волны

$$r = \frac{\sqrt{(\rho_0 \cos \alpha \cos \Phi_1 - \sin \Phi_1)^2 + (\rho_0 \sin \alpha \cos \Phi_1)^2}}{\sqrt{(\rho_0 \cos \alpha \sin \Phi_1 - \cos \Phi_1)^2 + (\rho_0 \sin \alpha \sin \Phi_1)^2}}.$$
(3)

Эллиптичность поляризации равна r, если r < 1, и равна $\frac{1}{r}$, если r > 1.

Три соотношения (1), (2), (3) дают принципиальную возможность для определения трех параметров $\varepsilon(\omega, T)$, $\mu(\omega, T)$, $\sigma(\omega, T)$ на разных частотах на основании измерения трех величин Φ_1 , f, r при фиксированной температуре, а также для исследования температурной зависимости $\varepsilon(\omega, T)$, $\mu(\omega, T)$, $\sigma(\omega, T)$.

Современная волноводная техника дает возможность для таких измерений также на сверхвысоких частотах, где измерения затруднены из-за невозможности применения методов геометрической оптики.

3. Измерение коэффициента усиления. Рассмотрим вопрос о практическом осуществлении измерения коэффициента усиления. Заметим, во-первых, что путем изменения с заданной частотой Ω параметров падающей волны имеем возможность применять резонансное усиление для измерения параметров отраженного света. Так, изменение в малых пределах азимута поляризации падающей волны приводит к возможности модуляции интенсивности волны, прошедшей через анализатор, поставленный перед отраженным лучом. Если, например, направление пропускания поляризатора, поставленного перед падающей волной, менять периодически с частотой Ω и амплитудой $\Delta \Phi_m$ около фиксированного азимута Φ_0 по закону $\Phi = \Phi_0 + \Delta \Phi_m \cos 2t$, то интенсивность волны, прошедшей через анализатор, будет меняться периодически. А это дает возможность применять резонансное усиление, чем можно човысить чувствительность измерений.

Пусть направление пропускания анализатора составляет угол $\varphi = 45^{\circ}$ с большой полуосью эллипса поляризации отраженной волны. Тогда при изменении азимута поляризации падающей плоскополяризованной волны с амплитудой $\Delta \Phi_m$ около произвольного фиксированного значения Φ_0 амплитуда изменения интенсивности волны, прошедшей через анализатор, будет равна:

$$\Delta J_m = J_0 \frac{1-\eta^2}{1+\eta^2} |f| \cdot \Delta \Phi_m,$$

где J₀-интенсивность отраженной волны.

По измерению амплитуды ∆J_m изменения интенсивности определяется |f|:

$$|f| = \frac{1}{J_0} \frac{\Delta J_m}{\Delta \Phi_m} \cdot \frac{1+\eta^2}{1-\eta^2}.$$

Произведя такие измерения для разных значений Φ_0 , можно получить зависимость |f| от Φ .

Измерение зависимости |f| от Φ по описанному способу можно произвести также для других значений угла φ между направлением пропускания анализатора и большой полуосью эллипса поляризации отраженной волны. Однако в общем случае в выражение

$$\frac{\Delta J_m}{\Delta \Phi_m} = \left| \frac{1 - \eta^2}{1 + \eta^2} f \sin 2\varphi + \frac{2\eta \cos 2\varphi}{(1 + \eta)^2} \frac{d\eta}{d\Phi} \right| J_0$$

входит также производная от η по Φ , которая при $\varphi = 45^{\circ}$, как следует из приведенного выражения, не фигурирует в $\frac{\Delta J_m}{\Delta \Phi_m}$. Этим и определяется целесообразность измерений при $\varphi = 45^{\circ}$. С другой стороны, измерение ΔJ_m для разных φ дает новые сведения, а именно, сведения о $\frac{d\eta}{d\Phi}$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ерицян О. С.. Изв. АН АрмССР, Физика, 19, 70 (1984).

ዓይቦረԱՂՈՐԴԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԱՆԿՈՆՏԱԿՏ ԵՂԱՆԱԿ

2. U. bressur, U. U. AUTUADSSUR

Քննարկված նն գերհաղորդիչ նյուների հաղորդականունյան հաճախական և չերմաստիճանային կախվածունյան և այդ նյուների հետ էլեկտրամագնիսական ալիքի փոխազդեցունյունից որոշվող այլ բնունագրերի փորձարարական հետազոտման որոշ հարցերը։

A NON-CONTACT METHOD FOR STUDYING THE CHARACTERISTICS OF SUPERCONDUCTING MATERIALS

H. S. ERITSYAN, M. A. GANAPETYAN

The possibility of experimental investigation of frequency and temperature dependence of the conduction of superconducting materials and other characteristics, determined by interaction of electromagnetic wave with these materials, is considered. УДК 535.212

МЕХАНИЗМ ФОТОХРОМНОГО ЭФФЕКТА В КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ С ДВОЙНЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Г. Т. АВАНЕСЯН, Э. С. ВАРТАНЯН, Р. С. МИКАЕЛЯН. Р. К. ОВСЕПЯН, А. Р. ПОГОСЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 15 июля 1992 г.)

В работе проведено экспериментальное исследование фотохромного эффекта в кристаллах ниобата лития, легированных двойными примесями *Fe:Cu* и *Fe:Mn*. Наблюдаемые явления объясняются в рамках предложенной балансовой модели, основанной на перезарядке между примесными центрами различных типов.

Легирование кристаллов ниобата лития является одним из наиболее эффективных способов воздействия на фотоиндуцированные свойства этих кристаллов. В частности, много работ посвящено исследованиям влияния легирования различными примесями на параметры фоторефрактивного эффекта в кристаллах ниобата лития [1,2]. При этом, как было показано в [3,4], использование для легирования сочетания примесей открывает новые возможности в управлении фоторефрактивными параметрами кристаллов ниобата лития, а также приводит к проявлению в кристаллах ниобата лития некоторых новых свойств. Так, в [4] было обнаружено, что двойное легирование при некоторых сочетаниях примесей приводит к проявлении. фотохромного эффекта (ФХЭ), то есть, фотоиндуцированному обратимому увеличению коэффициента поглощения света в видимой области спектра.

В настоящей работе проведены экспериментальные исследования фотохромного эффекта в кристаллах ниобата лития, легированных сочетаниями примесей *Fe*: *Cu* и *Fe*: *Mn*, и предложена модель ФХЭ, основанная на перезарядке между примесными центрами различных типов.

В экспериментах по $\Phi X \Im$ использовались кристаллы ниобата лития с примесями Fe: Cu (0,05:0,05 масс.%) и Fe: Mn (0,05:0,05 масс. %). В работе приводятся в основном данные по сочетанию примесей Fe:Cu, так как результаты по сочетанию примесей Fe:Mn аналогичны, за исключением особо оговоренных случаев. Надо заметить, что $\Phi X \Im$ нами был обнаружен только в кристаллах, легированных указанными сочетаниями примесей, то есть, легирование отдельно примесями Fe, Cu или Mn не приводит к $\Phi X \Im$. На рис. 1 приведены спектры пропускания кристаллов ниобата лития с примесями Fe, Fe:Cu и Fe:Mnпри достаточно малых интенсивностях света. В экспериментах по исследованию динамики поведения $\Phi X \Im$ измерялась интенсивность све-



17

2-94

та, прошедшая через кристалл ниобата лития, и вычислялось значение коэффициента поглощения. Динамика темновой релаксации измерялась



Рис. 1. Спектры пропускания ниобата лития с примесями: 1. LINbO₃:Fe, 2. LiNbO₃: :Fe:Mn, 3. LINbO₃:Fe:Cu.

при помощи коротких импульсов (~0,5 сек) со скважностью 1:50 на длине волны наводящего излучения, что не оказывает существенного влияния на время темновой релаксации. В экспериментах использовались кристаллы Х-и Ү-срезов, а также кристаллы Z-срезов. Известно, что фоторефракция в кристаллах Х- и У-срезов приводит к рассеянию света, в кристаллах же Z-среза возможна запись отражательных голограмм, что может исказить результаты измерений коэффициента поглощения. Для устранения этих искажений в экспериментах на кристаллах Х- и У-срезов применялись широкоапертурные системы, позволяющие собрать рассеянное излучение, а на кристаллах Z-срезов в качестве источника света наряду с лазером использовалась также ртутная лампа, исключающая возможность записи голограмм. ФХЭ наводился лазерным излучением (либо некогерентным излучением ртутной лампы) на длинах волн 488, 510 нм, а изменение коэффициента поглощения Δa регистрировалось на длинах волн наводящего излучения и длине волны 632 нм, которая не приводит к изменению коэффициента поглощения. На рис. 2 приведены временные зависимости наведения и релаксации ФХЭ в кристаллах LiNbO3: Fe:Cu под действием аргонового лазера с длиной волны 510 нм мощностью 10 мВт. Для сравнения там же приводятся аналогичные временные зависимости для фоторефрактивного эффекта.

Как видно, если времена наведения ФХЭ и фоторефракции практически одинаковы, то времена процессов релаксации существенно различаются. Для ФРЭ время релаксации т составляет несколько месяцев, а для ФХЭ время релаксации-десятки минут (заметим, что





для кристалла с примесью Fe:Mn темновое время релаксации $\Phi X \Im$ еще меньше и равно примерно 5 минутам). Причем, при воздействии лазерного излучения с длиной волны 632 нм это время сокращается до десятков секунд. Спектры пропускания до и после воздействия на кристалл LiNbO₂: Fe:Cuлaзерного излучения с $\lambda = 488$ нм приведены на



рис. 3. Видно, что воздействие лазерного излучения приводит к появлению широкой дополнительной полосы поглощения, включающей длину волны наводящего излучения. Спектр Δα качественно не зависит

TERMIN !

2 10

(学校)的学校

4.8

от длины волны наводящего излучения (при длине волны наводящего излучения меньше 550 нм), но наибольшая чувствительность наблюдается при освещении в полосе поглощения Fe^{2+} в ниобате лития. Из приведенной на рис. 4 зависимости стационарного значения коэффициента поглощения на длине волны наводящего излучения ($\lambda = 488$ нм) от интенсивности света видно, что ФХЭ обладает существенной не-



Рис. 4. Зависимость стационарного значения коэффициента поглощения от интенсивности света на длине волны 488 нм.

линейностью (порогом) по интенсивности света, что очень важно для использования ФХЭ в системах оптической обработки информации.

Совокупность полученных экспериментальных данных указывает на то, что механизм фотохромного эффекта существенно отличается от известного механизма фоторефрактивного эффекта и не связан с образованием в кристалле электрического поля пространственного заряда, как при ФРЭ (это следует, в частности, из различия времен релаксации). В [4,5] была предложена качественная модель ФХЭ в кристаллах ниобата лития с двойным легированием, основанная на перезарядке примесных центров различных типов. В настоящей работе проведено подробное математическое исследование модели ФХЭ. Для конкретности мы рассмотрим ансамбль, состоящий из очень большого числа атомов Fe и Cu. Известно [6], что в LiNbO, существенны два валентных состояния примеси железа (Fe²⁺ и Fe³⁺) и два валентных состояния примеси меди (Cu+ и Cu²⁺). Поглощая квант света, электрон с Fe²⁺ может перейти в зону проводимости, образовав центр Fe3+. Электрон, находящийся в зоне проводимости, может захватиться центром Fe³⁺, образовав центр Fe²⁺. Аналогичные процессы могут иметь место для переходов Си+↔Си2++е-. Известно также, что величина коэффициента поглощения в видимой области спектра в кристалле LiNbO3: Fe (LiNbO3: Cu) определяется отношением Fe2+/ $|Fe^{3+}(Cu^{+}/Cu^{2+}).$

На рис. 5 приведена схема взаимного расположения уровней, обусловленных центрами железа и меди, взятая из работ [7,8], а также

из спектров поглощения кристаллов с одной примесью. Примем, что $G_1(G_2)$ и $R_1(R_2)$ —сечения поглощения и скорости рекомбинации для примесных центров Fe(Cu). Концентрацию центров железа обозначим через N_1 , меди через N_2 , а полное число электронов на уровнях 1 и 2 обозначим *п*. Ясно, что уровни заполнены лишь частично, то есть



Рис. 5. Расположение энергетических уровней примесных центров железа и меди в ниобате лития.

 $n < (N_1 + N_2)$. Количество электронов на уровнях 1 и 2 обозначим через n_1 и n_2 , а в зоне проводимости через n_0 . В отсутствие освещения в зоне проводимости электронов нет, все электроны распределены некоторым образом по центрам *Fe* и *Cu*. В пределе комнатных температур (kT < E) предполагается наличие некоторого механизма, устанавливающего равновесное распределение электронов между уровнями *Fe* и *Cu*. Переходы между уровнями *Cu* и *Fe* могут происходить с излучением фонона. Скорость такого процесса W_{21} достаточно мала, что обуславлявает большие наблюдаемые времена темновой релаксации. Скорость обратного процесса W_{12} еще меньше ($W_{12} \ll W_{21}$), поскольку такой процесс идет с поглощением фононов: $W_{12} = W_{21}$ ехр (-E/kT). Именью скоростью W_{21} и определяется время релаксации ФХЭ, отличное от времени релаксации фоторефракции.

Таким о разом, качественно механизм ФХЭ можно описать следующим образом: под действием света электрон с Fe2+ переходит в зону проводимости, а затем захватывается центром Cu2+, образуя центр Си+. Тем самым в кристалле меняется отношение Си+/Си2+. А как было показан) в [6], увеличение отношения Си+/Си2+ приводит к значительному увеличению коэффициента поглощения кристалла ниобата лития (в [6] изменение отношения Си+/Си2+ достигалось путем отжига в соответствующей атмосфере). Приведенное в [6] спектральное распределение дополнительного поглощения за счет увеличения отношения Сит/Си2+ достаточно хорошо совпадает со спектром дополнительного послощения при ФХЭ, приведенным на рис: 3. Это означает, что дополнительное поглощение при ФХЭ действительно в основном обусловлено центром Си+. Кстати, именно поэтому происходит быстрая релаксация ФХЭ при воздействии света с длиной волны 632 нм, поскольку эта длина волны хорошо поглощается центрами Си+ и очень слабо-примесью железа (рис. 1 и 3).

Изложенная выше модель ФХЭ описывается следующей системой уравнений:

$$dn_{1}/dt = -G_{1}In_{1} + R_{1}(N_{1} - n_{1})n_{0} + W_{21}(N_{1} - n_{1})n_{2} - W_{13}(N_{2} - n_{3})n_{1}, \quad (1)$$

$$dn_{3}/dt = -G_{3}In_{2} + R_{2}(N_{2} - n_{3})n_{0} + W_{12}(N_{2} - n_{3})n_{1} - W_{21}(N_{1} - n_{1})n_{3}, \quad (2)$$

$$n = n_{1} + n_{2} + n_{3} + n_{0}, \quad (3)$$

При условии пренебрежения диффузией электронов из освещенной области и фотовольтанческим током можно считать, что n=const. Примем также, что no «n (концентрация фотоэлектронов очень мала). Коэффициент поглощения определим в виде а=Gini+Gin, и будем нскать зависимость стационарного значения а от интенсивности света I. Система нелинейных уравнений (1)-(3) в стационарном случае (п_=п_=0) аналитически не решается, но некоторые качественные выводы можно сделять, рассмотрев предельные случаи. В предельном случае W13- W21-0 (отсутствие механизма темнового перераспределения электронов) а не зависит от интенсивности света и определяется отношением (G.R. /G.R.). Если же Wai и Wis не равны нулю, то в пределе (1→∞) а по-прежнему определяется отношением (G₂R₁/ (G_1R_2) . В случае же малых интенсивностей $(1 \rightarrow 0)$ стационарное значение а определяется отношением W 21/ W 12. Таким образом, при увеличении интенсивности света от нуля до бесконечности через интенсивность порядка NW/G происходит перестройка коэффициента поглощения a, так как часть электронов (A) переходит с уровня 1 на уровень 2. При этом

$$\Delta \alpha = [G_1(n_1 - \Delta) + G_2(n_2 + \Delta)] - [G_1n_1 + G_2n_2] = (G_2 - G_1)\Delta.$$
(4)

Ясно, что внак Δa зависит от соотношения G_1 и G_3 . В данном случае $G_3 > G_3$, то есть, при ФХЭ происходит увеличение коэффициента поглощения. На длине волны 632 нм (после предварительного облучеимя кристалла на длине волны 483 нм) ситуация обратная, и согласно (1)—(3), реально происходит просветление кристалла. Этот вывод подтвёрждается кривой 3 жа рис. 2.

Полученная при численном расчете на ЭВМ из выражений (1)— (3) зависимость $\alpha = f$ (1) представлена на рис. 6 (кривая 1). Видно, что коэффициент поглощения, как и следовало из качественных рассуждений, зависит уже от интенсивности света I, то есть, предложенная модель приводит к фотохромному эффекту. Однако характер полученной зависимости не совпадает с экспериментальной кривой, приведенной на рис. 4. Описанная система из двух типов центров не может привести к перегибу зависимости α от интенсивности света.

Одним из возможных механизмов перегиба при ФХЭ может быть наличие дополнительного уровня захвата электронов, то есть, ловушек. Эти неглубокие ловушки расположены у дна зоны проводимости, что допускает тепловое возбуждение в зону проводимости при комнатной температуре. Концентрация неглубоких ловушек N₃ достаточно мала (менее 10% от концентрации примесей меди и железа). Мате-

22

матически добавление третьего уровня выражается добавлением к системе уравнений (1)—(3) еще одного уравнения:

$$dn_{3}/dt = -W_{3}n_{3} + R_{3}(N_{3} - n_{3})n_{0}, \qquad (5)$$

где n₃-степень заполнения ловушек, W₃-вероятность теплового возбуждения, а R₃-скорость рекомбинации на ловушки.

Численное решение системы уравнений (1)—(3) и (5) позволяет получить зависимость коэффициента поглощения « от интенсивности света, наводящего фотохромный эффект (кривая 2 на рис. 6), которая качественно совпадает с экспериментальной зависимостью (рис. 4).



коэффициента поглощения от интенсивчости света: 1—для системы балансных уравнений (1)—(3), 2—для системы уравнений (1)—(3), (5).

Таким образом, экспериментально обнаруженные особенности проявления фотохромного эффекта достаточно хорошо объясняются в рамках предложенной балансной модели. В то же время в модели используется фононное взаимодействие между примесями, а при равномерном распределении примесей вероятность взаимодействия между примесными центрами (по крайней мере, фононного) крайне мала. Следовательно, фотохромный эффект в кристаллах ниобата лития обусловлен также особенностями легирования сочетанием примесей, в частности, неравномерным вхождением двойных примесей в кристалл.

ЛИТЕРАТУРА

1. Phillips W., Amodel J. J. RCA Review, 33, 94 (1972).

1. 22

2. Kurz H., Kratzig E., Keune W. App!. Phys. Lett., 12, 355 (1977).

3. Staebler D. L., Phillips W. Appl. Phys. Lett., 24, 268 (1974).

4. Вартанян Э. С., Овсспян Р. К., Погосян А. Р. Кристаллография, 35, 900 (1990).

5. Avanesyan G. T., Vartanyan E. S. et al. Phys. Stat. Sol. (a), 126, 245 (1991).

6. Kratzig E., Orlowski R. Ferroelectrics, 27, 241 (1980'.

7. Glass A. M., von der Linde D., Negran T. J. Appl. Phys. Lett., 24, 233 (1974).

8. Staebler D. L., Phillips W. Appl. Optics, 13, 808 (1974).

ՖՈՏՈՔՐՈՄ ԷՖԵԿՏԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ԵՐԿԽԱՌՆՈՒՐԴԱՑԻՆ ԼԻԹԻՈՒՄԻ ՆԻՈԲԱՏԻ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ

9. S. ULUSBUBUL, E. U. LUPPUIBUS, A. U. UPPUBBLBUD, A. 4. 2ALUBOBBUD, U. A. MAJAUBUD

Фарծбинկանորնն հետաղոտված է ֆոտորրոմ էֆեկտը երկխառնուրդային՝ Fe:Cu & Fe:Mn ներմուծված, լիքիումի նիորատի բյուրեղներում։ Գիտված օրինաչափուքյունները բացատրվում են առաջարկվող հաշվեկշռային մոդելով, որը հիմնված է տարբեր տիպի խառնուրդային կենտրոնների միջև վերալիցքավորման վրա։

MECHANISM OF PHOTOCHROMIC EFFECT IN DOUBLE DOPED LITHIUM NIOBATE CRYSTALS

G. T. AVANESYAN, E. S. VARTANYAN, R. S. MIKAELYAN, R. K. HOVSEPYAN, A. R. POGOSYAN

Experimental study of photochromic effect in $LiNBO_3$ crystals codoped with Fe:Mnand Fe:Cu has been carried out. To account for the observed effects a balance model based on the charge transfer between different types of impurity centers is proposed.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, вып. 1, 24-30 (1993)

УДК 621. 382. 2

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ *p-n*-ПЕРЕХОДА

Г. С. КАРАЯН, А. А. МАКАРЯН, А. Г. МАНУКЯН, И. Р. ОГАНЯН

Ереванский государственный университет

(Поступила в редакцию 15 сентября 1991 г.)

Теоретически показано существование и экспериментально доказано наличие точки максимума на траекториях точек срывов коллекторных переходов четырех- и пятислойных полупроводниковых структур.

1. ВВЕДЕНИВ

В настоящее время большую часть проблем современной электроники и вычислительной техники можно решить путем использования полупроводниковых многослойных структур. Обобщенная теория многослойных неоднородных полупроводниковых структур (МНПС) приводится в работах [1—3]. Эта теория позволяет достаточно полно проанализировать свойства ВАХ электронно-дырочных переходов МНПС при разных механизмах токопрохождения. В частности, объясняется наличие максимума на зависимости траектории точки срыва напряжения от тока управления $j_{cp}=j_{cp}[V_{cp}(j_y)]$ (где j_{cp} и V_{cp} —ток и напряжение срыва прибора, j_y —ток управления прибора,

ՖՈՏՈՔՐՈՄ ԷՖԵԿՏԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ԵՐԿԽԱՌՆՈՒՐԴԱՑԻՆ ԼԻԹԻՈՒՄԻ ՆԻՈԲԱՏԻ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ

9. S. ULUSBUBUL, E. U. LUPPUIBUS, A. U. UPPUBBLBUD, A. 4. 2ALUBOBBUD, U. A. MAJAUBUD

Фарծбинկանորնն հետաղոտված է ֆոտորրոմ էֆեկտը երկխառնուրդային՝ Fe:Cu & Fe:Mn ներմուծված, լիքիումի նիորատի բյուրեղներում։ Գիտված օրինաչափուքյունները բացատրվում են առաջարկվող հաշվեկշռային մոդելով, որը հիմնված է տարբեր տիպի խառնուրդային կենտրոնների միջև վերալիցքավորման վրա։

MECHANISM OF PHOTOCHROMIC EFFECT IN DOUBLE DOPED LITHIUM NIOBATE CRYSTALS

G. T. AVANESYAN, E. S. VARTANYAN, R. S. MIKAELYAN, R. K. HOVSEPYAN, A. R. POGOSYAN

Experimental study of photochromic effect in $LiNBO_3$ crystals codoped with Fe:Mnand Fe:Cu has been carried out. To account for the observed effects a balance model based on the charge transfer between different types of impurity centers is proposed.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, вып. 1, 24-30 (1993)

УДК 621. 382. 2

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ *p-n*-ПЕРЕХОДА

Г. С. КАРАЯН, А. А. МАКАРЯН, А. Г. МАНУКЯН, И. Р. ОГАНЯН

Ереванский государственный университет

(Поступила в редакцию 15 сентября 1991 г.)

Теоретически показано существование и экспериментально доказано наличие точки максимума на траекториях точек срывов коллекторных переходов четырех- и пятислойных полупроводниковых структур.

1. ВВЕДЕНИВ

В настоящее время большую часть проблем современной электроники и вычислительной техники можно решить путем использования полупроводниковых многослойных структур. Обобщенная теория многослойных неоднородных полупроводниковых структур (МНПС) приводится в работах [1—3]. Эта теория позволяет достаточно полно проанализировать свойства ВАХ электронно-дырочных переходов МНПС при разных механизмах токопрохождения. В частности, объясняется наличие максимума на зависимости траектории точки срыва напряжения от тока управления $j_{cp}=j_{cp}[V_{cp}(j_y)]$ (где j_{cp} и V_{cp} —ток и напряжение срыва прибора, j_y —ток управления прибора, который может быть и фототоком), полученной экспериментально для пяти- н шестислойных структур в работах [4, 5].

Теоретически существование этого максимума объясняется тем, что с ростом тока управления структуры лавинный механизм токопрохождения уступает место тепловому и омическому механизмам, при которых, в отличие от лавинного, ток срыва при возрастании тока управления монотонно убывает. Однако из-за недостатка необходимых опытных данных количественное сравнение теории и эксперимента до сих пор осуществить не удалось. Поэтому такое объяснение существования максимума носило лишь гипотетический характер, экспериментальные же исследования в этом направлении могли бы дать результаты, подтверждающие теорию. Так как тип управляющего сигнала (электрический, оптический) не играет никакой роли в вышеуказанном явлении, то целесообразно проведение экспериментов при оптическом воздействии на структуру (во избежание влияния гальванических связей). Помимо этого, преследовалась также цель получить новые приборы оптоэлектроники.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Экспериментальные исследования проводились на структурах двух типов—четырех- и пятислойных, что обусловлено простотой технологии изготовления этих структур, относительной легкостью измерения их исходных параметров и необходимых электрических характеристик, а также точностью методов сравнения теоретических и экспериментальных результатов.

Структуры изготавливались методами диффузионной технологии. Для четырехслойных структур применялась технология изготовления обычных тиристоров. Пятислойные структуры изготавливались путем последовательной двусторонней диффузии бора и фосфора в кремний п-типа. Перед диффузией фосфора делалась фотолитография, чтобы снять управляющий вывод с четвертой базы структуры. Этот вывод необходим для измерения исходных параметров структуры методом, предложенным в работе [6], и измерения электрических характеристик ее отдельных частей. Для управления структур оптическим сигналом на их соответствующих базах сделаны окна. Дo изготовления структур предварительно проводился расчет их технологических ИСходных параметров (ИП), обеспечивающих структурам необходимые свойства: в частности, протекание в них процессов, которые обеспечивали бы возникновение максимума на зависимости jcp=jcp[Vcp(/y)].

Для структур обоих типов измерялись вольт-емкостные характеристики переходов, ВАХ отдельных коллекторных переходов (в случае пятислойных структур), семейства ВАХ структур при различных значениях потока светового излучения, падающего на их соответствующие базы, и при разных источниках света (когерентный, некогерентный). Результаты эксперимента приводятся здесь лишь частично, так как некоторые из них приведены в наших предыдущих работах [6,7].

На рис. 1 дано типичное семейство ВАХ (включая и темновую ВАХ—кривая 1) одной из четырехслойных структур при разной интенсивности освещения светодиодом АЛ107А (λ =0,9—1,2 мкм).

Анализ полученных экспериментальных результатов убеждает в том, что траектория точки срыва напряжения имеет максимум. Измерены координаты этого максимума на плоскости (*j*, *V*). На рис. 2 приведена траектория точки срыва напряжения последнего коллекторного перехода пятислойной структуры. На семействе ВАХ четырехслойной структуры (рис. 1) эта траектория показана пунктирной линией.

Проведено измерение ИП структур с целью их сравнения с расчетным набором ИП. Установлено, что свойства ВАХ не зависят ни от типа управляющего сигнала (электрический или оптический), ни от типа источника освещения (когерентный, некогерентный).

На основе развитой в [1-3] теории проведен расчет необходи-



Рис. 1. Типичное семейство ВАХ четырехслойной структуры при различных значениях входных параметров (тока *I вх* и напряжения *U вх* и соответствующих им величин потока излучения Ф светодиода АЛ107А.

мых характеристик рассматриваемых структур. Путем подстановки опытных значений ИП проводилось количественное сравнение соответствующих экспериментальных и теоретических характеристик, получено удовлетворительное согласие. Для пятислойных структур, кроме проверки существования максимума на траектории точки срыва напряжения, исследовалось так-



Рис. 2. Траектория точки срыва напряжения последнего коллекторного перехода пятислойной структуры.

же влияние эффекта плазменно-полевого взаимодействия (ЭППВ) на значение этого максимума.

- 3. ТЕОРИЯ

Модели рассматриваемых структур показаны на рис. 3.

Чтобы избежать повторения, рассмотрим лишь четырехслойную структуру, а для пятислойных структур приведем лишь отличающиеся конечные результаты.



Рис. 3. Модели рассматриваемых структур.

Семейство ВАХ четырехслойной структуры с оптическим управлением (тиристорная оптопара) описывается следующей системой уравнений:

$$j = i_1(e^{V_1} - 1) + \beta_2 i_1(1 - e^{-V_2}) + i_1 \delta_1 e^{\frac{V_1}{2}} - j_{y_1}$$

$$j(1 - m_2) = \beta_2 i_1(e^{V_1} - 1) + \beta_2 i_3(e^{V_2} - 1) + \Theta_2(1 - e^{-V_2}) + \varphi_2 + j_{y_2}$$
(1)

$$j = i_3(e^{V_3} - 1) + \beta_3 i_3(1 - e^{-V_2}).$$

(Напряжения на переходах измеряются в единицах $\frac{kT}{e}$). Здесь V_k -

—напряжение на k-ом переходе, i_k и Θ_k —токи насыщения k-го эмиттерного и коллекторного переходов. β_k — коэффициент передачи носителей по k-й базе, δ_1 и m_2 —коэффициенты объемной рекомбинации и лавинного умножения эмиттерного и коллекторного переходов соответственно, φ_2 —плотность тока, обусловленного внутренними процессами коллектора, а

$$j_{y_1} = \frac{eL_2g_0}{\operatorname{sh}\frac{W_2}{L_2}} \cdot \frac{\operatorname{ch}\frac{W_2}{L_2} - 1}{(1 + \beta_2 i_1 a_2)} \quad \text{w} \quad j_{y_2} = \frac{eL_2g_0\beta_2 i_1}{\operatorname{sh}\frac{W_2}{I_2} i_{02}} \left(\operatorname{ch}\frac{W_2}{L_2} - 1\right)$$

есть плотности тока электронно-дырочных пар, рожденных под влиянием оптического излучения в объеме второй базы со скоростью g₀ и с длнной диффузионного пробега L₂; W₂—ширина этой базы. Принимается, что в эмиттерных переходах нет омических утечек, в третьем переходе пренебрежимо мала рекомбинация носителей. Управляющий поток фотонов попадает во вторую квазинейтральную базу.

Из системы (1) нетрудно получить выражения для зависимостей тока и напряжения срыва коллекторного перехода от величины фототока *j*^{y1}, продифференцировав которые по *j*_{y1}, получим:

$$\frac{dV_{\rm cp}}{dj_{y_1}} = -\frac{\beta_0 + \beta_2}{\varphi_2 + m_2' j_{\rm cp}} > 0,$$

$$\frac{dj_{\rm cp}}{dj_{y_1}} = -1 + \frac{i_1 \hat{c}_1^2}{2} \cdot \frac{\beta_2 m_2'}{(\beta_2^2 + m_2)^3} \cdot \frac{\beta_2 + \beta_3}{\varphi_2' m_2' j_{\rm cp}},$$
 (2)

где

$$\beta_0 \equiv \frac{j_{y_2}}{j_{y_1}} = \frac{\beta_2 i_1 (1 + \beta_2 i_1 a_2)}{i_{02}} > 0,$$

$$\beta_2^* = \beta_2 + \beta_3 - 1 > 0.$$

Из (2) следует, что если $j_{cp} > j_{\kappa p}$, то $dj_{cp}/dj_{y_1} < 0$ и с ростом j_{y_1} точка срыва на плоскости (*j*, *V*) приближается к началу координат. Если же $j_{cp} < j_{\kappa p}$, то $dj_{cp}/dj_{y_1} > 0$ и точка срыва перемащается вверх по оси *Oj* и вниз по оси *OV*. Значение $j_{\kappa p}$ определяется из уравнения

$$\varphi_{2}' + m_{2}' j_{cp} = \frac{i_{1}\delta_{1}^{2}}{2} \frac{\beta_{2}^{2}m_{2}'}{(\beta_{2}' + m_{2})^{3}} (\beta_{0} + \beta_{2})$$
(3)

При заданном механизме токопрохождения через переход, т. е., при известных $\varphi_2(V)$ и $m_2(V)$ уравнение (3) можно решить либо аналити-

28

чески, либо численно на ЭВМ и найти соответствующее значение тока *ј*^{кр}_{у1}, при котором траектория точки срыва напряження имеет максимум.

В случае пятислойной структуры с $\beta_2^* = \beta_2 + \beta_3 - 1 > 0$, $\delta_3 = 0$, $r_1 = r_3 = \infty$ для траектории точки срыва напряжения на четвертом переходе значения тока срыва $j_{4_{\rm CP}}$ и $j_{y_1}^{\rm KP}$ определяются из следующих соотношений:

$$j_{4_{\rm cp}} = \frac{i_1 \tilde{c}_1^2}{4} \cdot \frac{1}{\gamma_1 \gamma_2} \left[\left(\frac{\gamma_1 \gamma_5}{m^4 \hat{\beta}_4} \right)^2 - 1 \right] - \frac{\gamma_3}{\gamma_1} j_{y_1}, \tag{4}$$

$$\varphi'_{4} + m'_{4}j_{4_{cp}} = \frac{i_{1}\delta_{1}^{2}}{2\gamma_{1}\gamma_{2}} \cdot \frac{\gamma_{1}^{2}\gamma_{5}^{2}}{(m_{4}+\widehat{\beta}_{4})^{3}} \cdot m'_{4} \cdot \left[\frac{\gamma_{1}\gamma_{5}}{\gamma_{3}} (\beta_{2}+\beta_{0})-(m_{4}+\widehat{\beta}_{4})\right].$$

Здесь

$$\begin{split} \gamma_{1} = 1 - \frac{\beta_{2} l_{1} (1 - \beta_{3})}{\Theta_{2} - \beta_{3}^{2} l_{3}}; \quad \gamma_{2} = 1 - \frac{\beta_{3}^{2} l_{1}}{\Theta_{2} - \beta_{3}^{2} l_{3}}; \quad \gamma_{3} = 1 - \frac{\beta_{2} l_{1} (1 - \beta_{3})}{\Theta_{2} - \beta_{3}^{2} l_{3}}\\ \gamma_{5} = \frac{\beta_{2} \beta_{3} \beta_{4} l_{3}}{\Theta_{2}^{*}}; \quad \beta_{4} = \frac{\beta_{4} (\Theta_{2} - \beta_{3}^{2} l_{1})}{\Theta_{2}^{*}}; \quad \Theta_{2}^{*} = \Theta_{2} - \beta_{3}^{2} l_{1} - \beta_{3}^{2} l_{3}, \end{split}$$

*m*₄—коэффициент лавинного умножения четвертого коллекторного перехода, *φ*₄—плотность тока, обусловленного внутренними процессами этого перехода, *r*₁ и *r*₃—сопротивления омических шунтов первого н третьего эмиттерных переходов.

Как видно из (4), те же зависимости от *j*_{y1} характерных токов и напряжений сохраняются также и для четвертого перехода пятислойной структуры, что свидетельствует о сохранении информации, переносимой ЭППВ из одной области в другую несоседнюю область структуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Авакянц Г. М., Караян Г. С., Джереджян А. А. Изв. АН АрмССР, Физика, 5, 402 (1974).
- 2. Караян Г. С., Джереджян А. А. Изв. АН АрмССР, Физика, 12, 487 (1977).
- 3. Avakyants G. M., Karayan H. S., Dzheredzhyan A. A. and Manukyan A. G. Physica Status Solidi (a), 62, 547 (1980).
- 4. Грехов И. В., Думаневич А. Н., Евсеев Ю. А., Крылов Л. Н., Лебедев Ан. А., Линийчук И. А., Уваров А. И., Тучкевич В. М., Челинков В. Е., Шуман В. Б., Якивчук Н. И. Физика р-п-переходов. Рига, 540 (1966).
- Грехов И. В., Шуман В. Б. Физика электронно-дырочных переходов и полупроводниксвых приборов, /сб. ст./ Ленинград, 202 (1969).
- Джереджян А. А. Манукян А. Г., Гюрджян Б. М., Караян Г. С. Изв. АН АрмССР, Физика, 5, 257 (1984).
- 7. Авакьянц Г. М., Караян Г. С., Манукян А. Г. Изв. АН АрмССР, Физика, 6, 361 (1983).

ዐՊՏԻԿԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՑԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՑՈՒՆԸ p-n- ԱՆՑՄԱՆ ԷԼԷԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՑԱՆ ՎՐԱ

2. U. HUPUBUL, U. 2. UUHUPBUL, U. 2. UULAPHBUL, P. A. OZULBUL

Տեսականորեն ցույց է տրված և փորձնականորեն ապա)ցուցված է, որ քառաշերտ և շնգաջերտ կիսաշաղորդչային կառուցվածքների կոլեկտորային անցման լարման խղման կետի շետագիծը ունի մաքսիմում, որի պատճառը շաղորդականունյան շեղեղային մեխանիզմի փոխվելն է ջերմային և օմանական մեխանիզմների։

INFLUENCE OF OPTICAL RADIATION ON THE CONDUCTIVITY OF p-n-TRANSITION

H. S. KARAYAN, A. H. MAKARYAN, A. H. MANUKYAN, I. R. OHANYAN

The existence of maximum on the trajectories of breakaway points of collector junctions of four- and five-layer semiconductor structures was theoretically predicted and experimentally observed.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 30-34 (1993)

УДК 539.1.074:537:538.8

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО CsI В ВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ

Г. А. АРУТЮНЯН. С. А. ЧОБАНЯН, Р. А. МНАЦАКАНЯН, Г. Б. РОСТОМЯН

Институт химической физики НАН РА, НТК «Химфизика»

С. М. ГУКАСЯН, А. А. ШАГИНЯН, Э. С. МАРТИРОСЯН

Институт прикладных проблем физики НАН РА

(Поступила в редакцию 25 февраля 1992 г)

Для понижения гигроскопичности и стабилизации электрофизических параметров пористый CsI обрабатывался низкотемпературной плазмой в среде водорода. Исследования показали, что метод является эффективным для получения стабильных параметров CsI, применяемого в электронных умножителях.

На основе явления дрейфа и размножения электронов в пористых диэлектриках [1] созданы умножители электронов (ЭУ), обладающие высоким быстродействием (~10⁻¹¹ с) и координатным разрешением (~10⁻³см). Такие умножители можно применять взамен микроканаль ных пластин или динодных систем фотоэлектронных умножителей, для создания плоских экранов или детекторов ионизирующего излучения и т. д. [2,3]. В качестве диэлектриков обычно используются щелочно-галогенные кристаллы (ЩГК), пористость которых обеспечива-

ዐՊՏԻԿԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՑԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՑՈՒՆԸ p-n- ԱՆՑՄԱՆ ԷԼԷԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՑԱՆ ՎՐԱ

2. U. HUPUBUL, U. 2. UUHUPBUL, U. 2. UULAPHBUL, P. A. OZULBUL

Տեսականորեն ցույց է տրված և փորձնականորեն ապա)ցուցված է, որ քառաշերտ և շնգաջերտ կիսաշաղորդչային կառուցվածքների կոլեկտորային անցման լարման խղման կետի շետագիծը ունի մաքսիմում, որի պատճառը շաղորդականունյան շեղեղային մեխանիզմի փոխվելն է ջերմային և օմանական մեխանիզմների։

INFLUENCE OF OPTICAL RADIATION ON THE CONDUCTIVITY OF p-n-TRANSITION

H. S. KARAYAN, A. H. MAKARYAN, A. H. MANUKYAN, I. R. OHANYAN

The existence of maximum on the trajectories of breakaway points of collector junctions of four- and five-layer semiconductor structures was theoretically predicted and experimentally observed.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 30-34 (1993)

УДК 539.1.074:537:538.8

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО CsI В ВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ

Г. А. АРУТЮНЯН. С. А. ЧОБАНЯН, Р. А. МНАЦАКАНЯН, Г. Б. РОСТОМЯН

Институт химической физики НАН РА, НТК «Химфизика»

С. М. ГУКАСЯН, А. А. ШАГИНЯН, Э. С. МАРТИРОСЯН

Институт прикладных проблем физики НАН РА

(Поступила в редакцию 25 февраля 1992 г)

Для понижения гигроскопичности и стабилизации электрофизических параметров пористый CsI обрабатывался низкотемпературной плазмой в среде водорода. Исследования показали, что метод является эффективным для получения стабильных параметров CsI, применяемого в электронных умножителях.

На основе явления дрейфа и размножения электронов в пористых диэлектриках [1] созданы умножители электронов (ЭУ), обладающие высоким быстродействием (~10⁻¹¹ с) и координатным разрешением (~10⁻³см). Такие умножители можно применять взамен микроканаль ных пластин или динодных систем фотоэлектронных умножителей, для создания плоских экранов или детекторов ионизирующего излучения и т. д. [2,3]. В качестве диэлектриков обычно используются щелочно-галогенные кристаллы (ЩГК), пористость которых обеспечивается путем осаждения из газовой фазы в атмосфере сухого инертного газа. Вместе с тем, полученный таким образом ЩГК, в частности, Csl очень гигроскопичен, что является серьезным препятствием при его использовании в качестве ЭУ, т. к. поглощение влаги приводит к его существенному изменению и тем самым к изменению первоначальных физических параметров. Общепринятым способом устранения этого недостатка является полная изоляция ЭУ от атмосферы при изготовлении и герметизации датчика в целом. Но такой подход усложняет технологию и к тому же ненадежен, т. к. даже незначительное проникновение атмосферного воздуха в корпус приводит в негодность ЭУ. Обойти эти трудности можно было бы путем стабилизации структуры ЩГК. Например, в работах [4,5] кристаллы ЩГК обрабатывались в инертной среде при 400—600°С, что приводило к стабилизации его параметров. Однако применение этого метода к пористым системам приводит к их деструкции из-за геометрической неоднородности.

Работы последних лет по выявлению закономерностей воздейсгвия атомов и радикалов с поверхностью твердых тел, в том числе и с ЩГК, показали, что такое взаимодействие приводит к существенному изменению состояния и свойств контактирующей поверхности [6—8]. Характерно, что в ходе таких процессов уже при низких температурах происходит также пассивация активных центров поверхности.

В настоящей работе поставлена задача исследовать низкотемпературную плазмохимическую обработку пористого CsI в атмосфере водорода с целью уменьшения его гигроскопичности и стабилизации электрофизических параметров.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Пористый йодид цезия осаждался непосредственно на катодную мелкоструктурную сетку, являющуюся элементом многопроволочного диэлектрического детектора (МДД) [2]. Плазмохимическая обработка проводилась на импульсно-статической вакуумной установке. Водород из резервуара подавался импульсами в специально сконструированный реактор объемом 500 см³. Первоначальное давление водорода в реакторе было 1 Торр. Температура реактора была комнатная. Генерация ВЧ-излучения с частотой 40 мГц осуществлялась c помощью генератора «Экран-1». Удельная поверхность пористого CsI измерялась с помощью адсорбции аргона методом БЭТ на установке «Газохром-1». Аргон и газ-носитель гелий предварительно осушивались с помощью силикагелевых ловушек и жидкого азота. Точность измерения удельной поверхности составляла ±0,1 м²/г. Инфракрасные спектры записывались на спектрометре UR-20.

Пористый CsI, будучи сильно гигроскопичным [9], при контакте с атмосферой поглощает влагу и, агрегируя, уменьшается по толщине. На рис. 1*а* показано относительное уменьшение толщины, измеренное

and a residue that a state to a second a

с помощью микроскопа МБИ—3. На рис. 16 и в показано изменение толщины слоя, обработанного атомарным водородом в течение 5 и 10 минут соответственно. Как видно из рисунка, при обработке в течение 5 мин. толщина уменьшается на 5—7,% и стабилизируется, а в случае 10-минутной обработки уменьшение толщины не наблюдается



в течение достаточно долгого времени. Удельная поверхность свежеосажденного образца равна 1,7 м²/г. После обработки атомарным водородом она меняется незначительно и равна 1,5 м²/г. Такое изменение указывает на слабую агрегацию частиц. Если принять, что ЩГК имеют кубическую форму, то исходя из величины удельной поверхности их средний размер имеет величину ~1 мкм. Следует отметить, что эта величина попадает в диапазон, приведенный авторами [10]. По данным этой работы, основное распределение частиц находится в интервале от 1 мкм до нескольких сот мкм.

в течение 10 мин.

На рис. 2 представлено инфракрасное светорассеяние пористого CsI в области 5—10 мкм, где он не имеет собственного поглощения. Как известно [11], величина рассеянного светового потока W определяется соотношением $W = 1/\lambda^p$, где λ - длина волны, а P—некая величина, обратно зависящая от размера рассевающих частиц. При данной длине волны светорассеяние будет тем больше, чем больше размеры частиц. Исходя из этого следует (рис. Ia, б, в), что старение осажденного образца на воздухе приводит к агрегации частиц. Обработка атомарным водородом приводит к слабой агрегации, которая со временем не меняется (рис. 2г). Можно предположить, что влияние атомарного водорода сводится к уменьшению концентрации и



Рис. 2. Влияние старения на ИК-светорассеяние образцов: а) свежий образец; б) через 24 часа; в) через 60 дней: •) обработанный атомарным водородом образец через 24 часа.

пассивации мелкодисперсных высокоактивных центров, на которых происходит первоначальная адсорбция воды.

Таким образом, из полученных данных следует, что продложенный низкотемпературный плазмохимический метод обработки пористого ЩГК является новым и эффективным методом стибилизации электрофизических параметров ЩГК и тем самым существенно упрощает технологию их применения в качестве ЭУ в приборах.

Авторы признательны А. Р. Мкртчяну за постановку задачи и организацию работы.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Гукасян С. М. Препринт ЕФИ-640 (30) 1983 г.
- 2. Гукасян С. М. Авт. свид. СССР № 795206.
- 3. Gukasian S. M., Kavalov R. L., Lorikian M. P. N. I. M., 171, 469 (1980).
- 4. Авт. свид. СССР № 823475.
- 5. Яп. патент № 61-236892.
- 6. Багин А. И., Малиненко Е. М. Ж. Физ. химии 50, 1732 (1976).
- 7. Ростомян Г. Б., Азатян В. В. и др. Химическая физика, 3, 1719 (1984).
- 8. Азатян В. В., Алиев Р. К. Арутюнян Г. А. и др. Кинетика и катализ, 21, 1592 (1980).
- Воронкова Е. М., Гречушников Б. Н., Дистлер Г. И., Петров И. П. «Оптические материалы для инфракрасной техники», Изд. Наука, М., 1965, стр. 31.

10. Chehab R, Humbert G., Leblond B. LAL/RT, 83, 13 July (1983). 11. Шишловский А. А., Прикладная физическая оптика, Изд. Физматгиз, М., 1961 г.

ԶՐԱԾՆԻ ՄԻՋԱՎԱՑՐՈՒՄ ԾԱԿՈՏԿԵՆ Cs1-ի ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԷԼԷԿՏՐՈՆԱՑԻՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԻՉՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԿԱՑՈՒՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱԶՄՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ

9. Ա. 2ԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ս. Ա. ՉՈԲԱՆՅԱՆ, Ռ. Ա. ՄՆԱՅԱԿԱՆՅԱՆ, 2. Բ. ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ Ս. Մ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ, Ա. Ա. ՇԱՀԻՆՅԱՆ, Է. Ս. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ծակոտկեն CsI-ի հիդրոսկոպիկուկյան համար այն մշակվել է ցածր ջերմաստիճանային պլազմայով՝ ջրածնի միջավայրում։ Ուսումնասիրուկյունները ցույց են տվել, որ այդ մեկոդը է\$եկտիվ է էլեկտրոնային բազմապատկիչներում կիրառվող CsI-ի պարամետրը կայունացնելու համար։

PLASMOCHEMICAL METHOD FOR STABILIZATION OF PARAMETERS OF ELECTRON MULTIPLIERS, BASED ON POROUS CSI IN HYDROGEN MEDIUM

G. A. HARUTYUNYAN, S. A. CHOBANYAN, R. A. MNATSAKANYAN, G. B. ROSTOMYAN, S. M. GUKASSYAN, A. A. SHAGINYAN, E. S. MARTIBOSYAN

To reduce the hygroscopicity and to stabilize the electrophysical parameters, the porous CsI was treated with low temperature plasma in hydrogen medium. It has been shown that the method is an effective one for stabilization of parameters of CsI used in electron multipliers. Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 35-37 (1993)

УДК 536. 45

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ПРОБЕГ ПОГЛОЩЕНИЯ НЕИТРОНОВ В АТМОСФЕРЕ ПО ДАННЫМ СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ 29.09.1989

В. Х. БАБАЯН, Н. Х. БОСТАНДЖЯН, Г. А. МАРИКЯН

Ереванский физический институт

(Поступила в редакцию 25 сентября 1991 г.)

На основе экспериментальных данных нейтронных супермониторов, расположенных в пункте с жесткостью геомагнитного обрезания 7.6 Гв и на высотах 3200 и 2000 метров над уровнем моря, получена величина пробега поглащения нейтронов в атмосфере, генерированных солнечными космическими лучами во время вспышки 29 сентября 1989 г.

В работе [1] показано, что при больших возрастаниях интенсивности космических лучей, вызванных мощными солнечными вспышками, метод определения барометрического эффекта с помощью одного коэффициента, соответствующего пробегу поглощения только галактических космических лучей, уже недостаточен. Дело в том, что во время таких изменений интенсивности космических лучей может существенно меняться энергетический спектр падающих на землю атмосферу частиц, что приводит к изменению свойств вторичной компоненты и, в частности, к изменению барометрического коэффициента. Поэтому для более точного определения вариаций нейтронной компоненты космических лучей в эти периоды необходимо знать также величину пробега для поглощения нейтронов, генерированных солнечной компонентой космических лучей, а так как она зависит от спектра солнечных космических лучей, то, следовательно, величина пробега может меняться от вспышки к вспышке.

Нейтронные супермониторы 18—н.и—64, расположенные на высокогорных станциях «Арагац» (3200 м над уровен моря) и «Нор-Амберд» (2000 м) с жесткостью геомагнитного обрезания 7,6ГВ, дают уникальную возможность для определения величины пробега для поглощения нейтронов в атмосфере.

Предполагая, что во время солнечной вспышки интенсивность галактических космических лучей не подвергается сколь-нибудь значительным изменениям, и приняв, что поглощение нейтронов в атмосфере происходит по закону $I_2 = I_1 e^{(-X/L)}$, где *x*—толщина воздушного слоя между станциями, I_3 —интенсивность нейтронов, регистрируемых на станции «Нор-Амберд», I_1 —интенсивность на станции «Арагац. L—пробег для поглощения нейтронов, генерированных солнечными космическими лучами.

Результаты измерений и расчетов величины пробега поглощения приведены в таблице.

Здесь *Т*—время по Гринвичу; *I*₁/*I*₂—отношение среднечасовых значений интенсивностей нейтронов во время вспышки на высотах 3200 и 2000 метров над уровнем моря; *δI/Iн%*—относительное возрастание интенсивности нейтронов в процентах.

ТАБЛИЦА

Т	11/12	L, 2/CM2	АРАГАЦ 3// <i>Ін%</i>	НОР—АМБЕРД 3//Iн%
$\begin{array}{c} 1150 - 1245 \\ 1250 - 1345 \\ 1350 - 1445 \\ 1450 - 1545 \end{array}$	2,29	130	88	83
	2,19	138	33.7	33,2
	2,16	140	11.5	11,5
	3,16	140	4	4

Из таблицы видно, что для интервала времени 11⁵⁰—12⁴⁵ значение величины пробега для поглощения нейтронов, генерированных солнечной компонентой космических лучей, меньше, чем величина пробега для поглощения нейтронов, генерированных галактическими космическими лучами, значение которой определено из барометрического эффекта и равно 140 г/см². Полученный результат говорит о том, что энергетический спектр солнечных космических лучей более крутой, чем спектр галактических космических лучей.

Точностть определения величины пробега для поглощения пропорциональна точности определения интенсивности нейтронов. Точное определение абсолютного потока нейтронов представляет собой значительную трудность [2].

Эта трудность в наших расчетах преодолевается тем обстоятельством, что на обеих установках регистрация нейтронов происходит практически с одинаковой ошибкой, так как установки идентичны. Для определения же величины пробега поглощения используется не сама интенсивность нейтронов, а их отношение.

Поправки на просчеты, связанные с мертвым временем, учтены при обработке экспериментальных данных. Статистическая ошибка равна ~0,1%.

В заключение приведем некоторые данные по вспышке 29.09.89 г. Из пятиминутных данных нейтронного супермонитора, расположенного на высоте 3200 метров, видно, что начало вспышки приходится на интервал между 11^{45} — 11^{50} по Гринвичу. В это время возрастание интенсивности составило 2,5%, а в 12^{10} достигло своего максимального значения—131%. Спад интенсивности в первые четыре часа происходил по экспоненциальному закону с постоянной времени $T_0 = 54$ мин.

ЛИТЕРАТУРА

 Дорман Л. И., Мирошниченко Л. И. Солнечные космические лучи. Москва, Изд. наука, 1968, стр. 29.

2. Хаякава С., Физика космических лучей. Москва, Изд. Наука, 1973, ч. 1, стр. 285.

36

ሆሎՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿԼԱՆՄԱՆ ՎԱԶՔԸ՝ 29.09.1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ԲՌՆԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

4. W. PUPUBUL, V. W. PAUSULLBUL, 9. U. UUPP4BUL

Ստացվել է մինոլորտում նելտրոնների կլանման վազքի մեծությունը ծովի մակերևույթից 3200—2000 մետր բարձրությունների վրա, նեյտրոնային սուպերմոնիտորների փորձարարական տվյալների հիման վրա, որոնք տեղադրված են 7,6 Գվ երկրամագնիսական կարծրության կրարումով կետում։ Նեյտրոնները առաջացել են արեգակնային տիեղերական ճառագայթներով 1989 թվականի սեպտեմբերի 29-ի բռնկման ժամանակ։

THE NEUTRON ABSORPTION PATH IN ATMOSPHERE ACCORDING TO DATA ON SEPTEMBER 29, 1989 SOLAR FLARE

V. Kh. BABAYAN, N. Kh. BOSTANJIAN, G. A. MARIKIAN

On the basis of experimental data from neutron supermonitors set in a location with geomagnetic rigidity cutoff 7.6 GV \cdot at 3200 and 2000 m altitude the absorption path in atmosphere of neutrons generated by solar cosmic rays from the September 29, 1989 solar flare is obtained.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 37-40 (1993)

УДК 539. 186. 22:546. 32

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ИЗЛУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 344,6 НМ АТОМА КАЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ БУФЕРНЫХ ГАЗОВ АРГОНА И ГЕЛИЯ

А. Д. ГУКАСЯН, Г. С. САРКИСЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 20 июля 1992 г.)

Исследовано излучение на λ = 344,6 нм переходов 6Р→4S атома калия в присутствии буферных газов гелия и аргона. Исследованы зависимости интенсивности этого излучения от плотности атомов калия, давления буферного газа и интенсивности излучения рубинового лазера.

Исследование параметрических процессов в парах щелочных металлов представляет большой интерес для проблемы преобразования ИК излучения и изображений в УФ область. Оптические столкновения активных атомов с атомами буферных газов существенно влияют на параметрические процессы. Поэтому в настоящее время широко исследуются нелинейные оптические процессы в парах щелочных металлов при наличии различных буферных газов.

Ранее нами было получено и исследовано УФ излучение с длиной волны 321,7; 344,6; 383,4 нм, возникающее в парах калия при облучении его лазерным излучением в присутствии гелия [1—3].

1 F .

1.1 .

A. . .

ሆሎՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐԻ ԿԼԱՆՄԱՆ ՎԱԶՔԸ՝ 29.09.1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ ԲՌՆԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

4. W. PUPUBUL, V. W. PAUSULLBUL, 9. U. UUPP4BUL

Ստացվել է մինոլորտում նելտրոնների կլանման վազքի մեծությունը ծովի մակերևույթից 3200—2000 մետր բարձրությունների վրա, նեյտրոնային սուպերմոնիտորների փորձարարական տվյալների հիման վրա, որոնք տեղադրված են 7,6 Գվ երկրամագնիսական կարծրության կրարումով կետում։ Նեյտրոնները առաջացել են արեգակնային տիեղերական ճառագայթներով 1989 թվականի սեպտեմբերի 29-ի բռնկման ժամանակ։

THE NEUTRON ABSORPTION PATH IN ATMOSPHERE ACCORDING TO DATA ON SEPTEMBER 29, 1989 SOLAR FLARE

V. Kh. BABAYAN, N. Kh. BOSTANJIAN, G. A. MARIKIAN

On the basis of experimental data from neutron supermonitors set in a location with geomagnetic rigidity cutoff 7.6 GV \cdot at 3200 and 2000 m altitude the absorption path in atmosphere of neutrons generated by solar cosmic rays from the September 29, 1989 solar flare is obtained.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 37-40 (1993)

УДК 539. 186. 22:546. 32

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ИЗЛУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ 344,6 НМ АТОМА КАЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ БУФЕРНЫХ ГАЗОВ АРГОНА И ГЕЛИЯ

А. Д. ГУКАСЯН, Г. С. САРКИСЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 20 июля 1992 г.)

Исследовано излучение на λ = 344,6 нм переходов 6Р→4S атома калия в присутствии буферных газов гелия и аргона. Исследованы зависимости интенсивности этого излучения от плотности атомов калия, давления буферного газа и интенсивности излучения рубинового лазера.

Исследование параметрических процессов в парах щелочных металлов представляет большой интерес для проблемы преобразования ИК излучения и изображений в УФ область. Оптические столкновения активных атомов с атомами буферных газов существенно влияют на параметрические процессы. Поэтому в настоящее время широко исследуются нелинейные оптические процессы в парах щелочных металлов при наличии различных буферных газов.

Ранее нами было получено и исследовано УФ излучение с длиной волны 321,7; 344,6; 383,4 нм, возникающее в парах калия при облучении его лазерным излучением в присутствии гелия [1—3].

1 F .

1.1 .

A. . .

Задача данной работы—получение и исследование УФ излучения на $\lambda = 344,6$ нм в присутствии другого инертного газа—аргона (Ar).

Исследуемая линия при отсутствии буферного газа наблюдалась в экспериментах [4]. Исследованию излучения этой линии в присутствии буферного 'газа *Не* посвящены работы [1, 2].

В настоящей работе приведены результаты исследования влияния другого буферного газа—аргона, на это излучение. Получены и исследованы зависимости интенсивности исследуемой линии от плотности атомов калия, давления буферного газа и интенсивности излучения рубинового лазера. Полученные данные сопоставлены с результатами работ [1, 2, 3].

Экспериментальная схема аналогична использованной в работах [1—3], причем возбуждающее излучение выше двухфотонного резонанса 4S→6S атома калия на 4 см⁻¹. Зависимости интенсивности исследуемой линии от плотности атомов калия приведены на рис. 1. Для удобства сравнения на этом же рисунке приведены также результаты для гелия [1—2]. Сравнение кривых показывает, что зависимости



Рис. 1. Зависимости интенсивности линии 344,6 им от плотности атомов калия при давлении буферного газа P=10 Торр. Hc(+), Ar(•)

существенно не отличаются. Следует отметить, что при использовании гелия порог появления линии 344,6 нм ($N_K = 10^{14} cm^{-3}$) по плотности атомов калия ниже, чем в случае аргона ($N_K = 3.5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$). Кроме того, в случае гелия максимальная интенсивность линии 344,6 нм достигается раньше по сравнению со случаем использования аргона.

На рис. 2 приведены результаты по исследованию зависимости интенсивности линии 344,6 нм от давления буферного газа в случае гелия (а) и аргона (б). Как видно, разница в максимальных интенсивностях незначительная, но спад интенсивности линии 344,6 нм при давлениях больше 10 Торр быстрее происходит в случае гелия.



Рис. 2. Зависимости интенсивности линии 344,6 нм от давления буферного газа гелия и аргона при плотности атомов калия $N\kappa = 2,3 \cdot 10^{17} cm - 3$.

При исследованиях зависимости интенсивности излучения линии 344,6 нм от интенсибности возбуждающего рубинового лазера выяснилось, что пороговое значение появления линии 344,6 нм по мощности рубинового лазера при наличии гелия равно 18 МВт, а в случае аргона—23 МВт. Аппроксимация со степенной функцией типа $I_{y\phi} = I_{\Lambda A3}^{a}$ для исследуемой линии дает приблизительно одинаковые результаты: $\alpha - 1$.

В заключение можно сказать, что приведенные результаты экспериментов с буферными газами гелия и аргона дают основание утверждать, что столкновительное сечение [1,2] рассеяния активных атомов калия в случае гелия имеет большую величину. чем в случае аргона [5, 6, 7]. Это значит, что при получении новых фиолетовых и ультрафиолетовых линий излучения в парах калия наибольшая эффективность может быть достигнута при использовании гелия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гукасян А. Д., Мовсесян М. Е., Саркисян Г. С. Тезисы международной конференции по КиНО-91, т. 2, с. 91, Ленинград, 1991.

- 2. Ghukasyan A. D., Movsessian M. R., Sarkisyan G. S. Laser Physics, Hot Points, 1 (1992).
- 3. Гукасян А. Д., Саркисян Г. С. Оптика и спектроскопия, 72, № 1, 5 (1992).
- 4. Мовсесян М. Е., Овакнмян Т. О. ДАН Арм ССР, LXIV, 101 (1977).
- 5. Бадалян А. М., Глушко Б. А., Мовсесян М. Е. Препринт ИФИ-88-132, Аштарак, 1988.
- 6. Carlsten I. L., Szoke A., Raymer M. G., Phys. Rev., A15, 1029 (1977).

7. Бадалян А. М., Глушко Б. А. Дабагян А. А., Мовсесян М. Е. ЖПС, 73, 369 (1986).

EMISSION OF 344,6nm .SPECTRIAL LINE OF POTASSIUM ATOMS WITH He AND Ar BUFFER GASES

A. D. GHUKASYAN, G. S. SARKISYAN

The 344,6 nm line emission at $6P\rightarrow 4S$ transitions of potassium atom has been investigated in the presence of gases He and Ar. The dependencies of line intensity on the density of potassium atoms, on the pressure of buffer gases and on the intensity of ruby laser radiation have been investigated.

ዛԱԼԻՈՒՄԻ ԱՏՈՄՆԵՐԻ 344,6 ՆՄ ԱԼԻՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՑԱՄԲ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ԳԾԻ ՃԱՌԱԳԱՑԹՈՒՄԸ ԲՈՒՖԵՐԱՑԻՆ ԱՐԳՈՆ ԵՎ ՀԵԼԻՈՒՄ ԳԱԶԵՐԻ ԱՌԿԱՑՈՒԹՑԱՄԲ

U. A. ZAPAUUSUL, A. U. UUPAUSUL

Հետազոտված է կալիումի ատոմների λ=344,6 նմ ալիջի երկարու#յամբ 6P→4S անցման ճառագալթումը բուֆերային գաղերի առկայությամբ։ Որպես այդպիսի գաղեր օգտագործված են Հելիումը և արգոնը։ Ուսումնասիրված են այս ճառագայթման ինտենսիվության կախումը կալիումի ատոմների խտությունից, բուֆերային գաղերի ճնշումից և ռուբինային լաղերի ճառագայթման ինտենսիվությունից։

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 40-43 (1993)

УДК-535.14:530.1826

STRAFT STRAFT

AND STATE

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ КЛИСТРОННОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕХОДНОГО ЭФФЕКТА

С. В. АБАДЖЯН

• НПО «Лазерная техника» ЕГУ

(Поступила в редакцию 24 августа 1992 г.)

Развита теория усиления клистронного типа на основе вынужденного переходного эффекта на двух пластинах. Ноказано, что коэффициент усиления переходного лазера возрастает на порядок.

В работе [1] развита теория усиления электромагнитной волны пучком электронов, пересекающим диэлектрическую пластину. Показано, что при такой схеме усиления можно использовать пучок элек-40

- 2. Ghukasyan A. D., Movsessian M. R., Sarkisyan G. S. Laser Physics, Hot Points, 1 (1992).
- 3. Гукасян А. Д., Саркисян Г. С. Оптика и спектроскопия, 72, № 1, 5 (1992).
- 4. Мовсесян М. Е., Овакнмян Т. О. ДАН Арм ССР, LXIV, 101 (1977).
- 5. Бадалян А. М., Глушко Б. А., Мовсесян М. Е. Препринт ИФИ-88-132, Аштарак, 1988.
- 6. Carlsten I. L., Szoke A., Raymer M. G., Phys. Rev., A15, 1029 (1977).

7. Бадалян А. М., Глушко Б. А. Дабагян А. А., Мовсесян М. Е. ЖПС, 73, 369 (1986).

EMISSION OF 344,6nm .SPECTRIAL LINE OF POTASSIUM ATOMS WITH He AND Ar BUFFER GASES

A. D. GHUKASYAN, G. S. SARKISYAN

The 344,6 nm line emission at $6P\rightarrow 4S$ transitions of potassium atom has been investigated in the presence of gases He and Ar. The dependencies of line intensity on the density of potassium atoms, on the pressure of buffer gases and on the intensity of ruby laser radiation have been investigated.

ዛԱԼԻՈՒՄԻ ԱՏՈՄՆԵՐԻ 344,6 ՆՄ ԱԼԻՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՑԱՄԲ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ԳԾԻ ՃԱՌԱԳԱՑԹՈՒՄԸ ԲՈՒՖԵՐԱՑԻՆ ԱՐԳՈՆ ԵՎ ՀԵԼԻՈՒՄ ԳԱԶԵՐԻ ԱՌԿԱՑՈՒԹՑԱՄԲ

U. A. ZAPAUUSUL, A. U. UUPAUSUL

Հետազոտված է կալիումի ատոմների λ=344,6 նմ ալիջի երկարու#յամբ 6P→4S անցման ճառագալթումը բուֆերային գաղերի առկայությամբ։ Որպես այդպիսի գաղեր օգտագործված են Հելիումը և արգոնը։ Ուսումնասիրված են այս ճառագայթման ինտենսիվության կախումը կալիումի ատոմների խտությունից, բուֆերային գաղերի ճնշումից և ռուբինային լաղերի ճառագայթման ինտենսիվությունից։

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 40-43 (1993)

УДК-535.14:530.1826

STRAFT STRAFT

AND STATE

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ КЛИСТРОННОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕХОДНОГО ЭФФЕКТА

С. В. АБАДЖЯН

• НПО «Лазерная техника» ЕГУ

(Поступила в редакцию 24 августа 1992 г.)

Развита теория усиления клистронного типа на основе вынужденного переходного эффекта на двух пластинах. Ноказано, что коэффициент усиления переходного лазера возрастает на порядок.

В работе [1] развита теория усиления электромагнитной волны пучком электронов, пересекающим диэлектрическую пластину. Показано, что при такой схеме усиления можно использовать пучок элек-40 тронов с широкими энергетическими и угловыми разбросами и при соответствующем подборе толщины пластины избежать трудностей, связанных с учетом отраженной волны. Усилитель такого типа эффективен в области миллиметровых длин волн.

В настоящей работе развита теория усиления клистронного типа на основе вынуженного переходного эффекта. При этом коэффициент усиления переходного лазера возрастает на порядок.

Расположим две диэлектрические пластины с одиноковым показателем преломления n и толщиной l перпендикулярно к оси z (рис.1). Пусть пучок электронов движется под углом Θ к оси z и пересекает обе пластины. Направим плоскую линейно-поляризованную электромагнитную волну

$$E_{y} = \frac{1}{2} E_{0} \exp[i(k\dot{z} - \omega t)] + k.c.$$
 (1)

на первую пластину, а затем с помощью зеркал r_1 и r_2 на вторую пластину. После взаимодействия с электромагнитной волной на первой пластине пучок электронов движется свободно в дрейфовом пространстве, а затем усиливает ее на второй пластине. Если толщина l удов-

летворяет условию
$$l = \frac{\lambda}{2n} r$$
, [где $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ — длина волны, а r — нату-
ральное число, то отраженияя волна отсутствует. Разложим поле,

распространяющееся вдоль оси z, в интеграл Фурье

$$E_{y} = \frac{1}{2} \int E(q) \exp[l(qz - \omega t)] dq + k.c., \qquad (2)$$

где

$$E(q) = \frac{E_0 k^2 (n^2 - 1) (1 - e^{i(k-q)l})}{2\pi i (k-q) (n^2 k^2 - q^2)}.$$
(3)

После отражения от зеркал это разложение имеет вид

 $E_1(q) = E(q) \exp[i(k-q)L_1 + i\Phi], \qquad (4)$

где фаза Ф зависит от расположения зеркал r₁ и r₂, L₁-проекция расстояния между пластинами.

Определим коэффициент усиления как отношение потерь энергии модулированного пучка электронов к потоку энергии волны, падающего на вторую пластину:

$$\Gamma L = -2\operatorname{Re} \int j_y E_1 dz / \left(\frac{c}{8\pi} E_0^2\right).$$
(5)

Здесь L—зона формирования переходного излучения, $j_y = e \int v_y f(\mathbf{p}) d\mathbf{p}$ проекция тока, $f(\mathbf{p})$ —функция распределения частиц по импульсам. Решая уравнение Власова в линейном по полю (2) приближении, найдем функцию распределения электронов в дрейфовом пространстве. Вычисляя затем у проекцию тока j_y , осциллирующую на частоте лазерного излучения, находим

$$j_{y}=ie^{2}\rho\omega z\int\left(\frac{v_{y}}{v_{z}}\right)^{2}\frac{c^{2}-v_{z}^{2}}{zv_{z}^{2}}E(q)\exp[i(qz-\omega t)]f_{0}(\mathbf{p})d\mathbf{p}]+k.c.\quad q=\frac{\omega}{v}.$$
 (6)

Здесь с-энергия, v-скорость частицы. Подставляя ток (6) в формулу (5), получаем

$$\Gamma L = 4\rho r_0 \lambda L_1 (\beta_y \beta_z)^2 \frac{mc^2}{\varepsilon} \frac{(1+\beta_z)(n^2-1)^{\mathfrak{s}}}{(1-\beta_z)(1-n^2\beta_z^2)^2} \sin^2 \left[\left(nk - \frac{\omega}{v_z} \right) \frac{l}{2} \right] \cos \left[\left(k - \frac{\omega}{v_z} \right) L_1 + \Phi \right].$$
(7)

Здесь р – плотность начального пучка частиц, r_0 – классический радиус электронов, $\beta = v/c$. При расчетах выражения (7) предполагалось, что пучок частиц не имеет углового д и энергетического Δ разбросов. Это приближение справедливо, если

$$\frac{\Delta}{\varepsilon} < \frac{v^2 v_z}{c^3} \left(\frac{\varepsilon}{mc^2}\right)^2 \frac{\lambda}{L_1}, \quad \delta < \frac{v_z^2}{v_y c} \frac{\lambda}{L_1}. \tag{8}$$

Коэффициент усиления максимален, если фаза Ф подобрана так, что величи на $\left(k - \frac{\omega}{v_z}\right)L_1 + \Phi = 2\pi r$.

Пусть средняя энергия пучка электронов z=1 МэВ, плотность частиц $\rho=4 \cdot 10^{11}$ см⁻³, $\beta_y=0,5$, $\beta_z=0,7$. Коэффициент усиления клистрона $\Gamma L_1=6,1$ на длине волны $\lambda=0,5$ мм, если толщина пластины l=0,5см, $L_1=5$ см, а показатель преломления n=1,5. При этом энергетический и угловые разбросы пучка частиц должны быть не хуже одного проценза. Учитывая, что отношения усиления электромагнитного излучения в клистроне к усилению в лазере $\frac{\Gamma_{\kappa \pi}}{\Gamma_a} = \frac{\pi L_1}{\lambda} |1-n\beta_z|$, получаем, что выигрыш в усилении составляет 15 раз. Отметим, что транспортировку пучка частиц через пластины можно осуществить с помощью каналов, диаметр которых меньше λ .

ЛИТЕРАТУРА

1. Оганесян С. Г., Абаджян С. В. ЖТФ, 7, 539 (1981).

ԿԼԻՍՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐԿԱԴՐԱԿԱՆ ԱՆՑՈՒՄԱՑԻՆ ՃԱՌԱԳԱՑԹՄԱՆ ՀՒՄԱՆ ՎՐԱ

U. 4. U.FU.23UD

Զարգացված է կլիստրոնային տիպի ուժեղացուցիլի տեսուվյունը Տարկադրական անցումային ճառագայիման հիման վրա։ ցույց է տրված, որ այս տիպի լազերի ուժեղացման գործակիցը աճում է մեկ կարգով։

CLISTRON TYPE AMPLIFIER ON THE BASIS OF STIMULATED TRANSITION EFFECT

S. V. ABAJYAN

The theory of clistron type amplification based on stimulated transition effect on two plates is developed. It si shown, that the gain of transition laser increases order of magnitude.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 43-46 (1993)

УДК 548:537.611.44

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ ЧАСТИЦ КОБАЛЬТА

В. Э. ШАРОЯН, А. Р. АРУТЮНЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 20 сентября 1992 г.)

Методом термического разложения (пиролиза) фталоцианина кобальта β -модификации (β — $CoC_{32}H_{16}N_6$) получены малые ферромагнитные частицы кобальта с линейными размерами 10³—10⁴ Å и коэрицитивной силой $H_c \sim 650$ —700Э.

Малые ферромагнитные частицы (Φ Ч) обладают высокой коэрцитивной силой (H_2) и намагниченностью насыщения (M_s), благодаря чему широко применяются для производства новых магнитных материалов. На сегодняшний день известно несколько основных методов получения малых металлических частиц и среди них термическое разложение металлорганических соединений, как одна из разновидностей химического метода [1].

В данной работе описывается эксперимент по получению малых частиц Со методом термического разложения (пиролиза) фталоцианина кобальта β —модификации (β —CoPc, где $Pc = C_{32}H_{16}N_8$). Ранее [2,3] экспериментально исследовалась термическая деструкция другого соединения из ряда металлофталоцианинов—фталоцианина железа (*FePc*). Было показано, что в результате пиролиза *FePc* выделяется высокотемпературная фаза железа.

Синтезированный нами CoPc очищался химически промывкой в кислой и щелочной средах (10% водные растворы H_2SO_4 и NaOH), затем двукратно возгонялся в вакууме. Дебаеграмма исходного поликристаллического образца β —CoPc хорошо совпадает с имеющимися литературными данными [4].

Рентгеновские дифрактограммы образцов снимались на спектрометре ДРОН—3 с использованием CuK_{α} излучения ($\lambda = 1,54$ Å). Рассматриваемый интервал углов Брэгга 20 составлял 14÷55°. Значения H_c при разных температурах отмечались из гистерезисных кривых

CLISTRON TYPE AMPLIFIER ON THE BASIS OF STIMULATED TRANSITION EFFECT

S. V. ABAJYAN

The theory of clistron type amplification based on stimulated transition effect on two plates is developed. It si shown, that the gain of transition laser increases order of magnitude.

Изв. НАН Армении, Физика, т. 28, № 1, 43-46 (1993)

УДК 548:537.611.44

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ ЧАСТИЦ КОБАЛЬТА

В. Э. ШАРОЯН, А. Р. АРУТЮНЯН

Институт физических исследований НАН Армении

(Поступила в редакцию 20 сентября 1992 г.)

Методом термического разложения (пиролиза) фталоцианина кобальта β -модификации (β — $CoC_{32}H_{16}N_6$) получены малые ферромагнитные частицы кобальта с линейными размерами 10³—10⁴ Å и коэрицитивной силой $H_c \sim 650$ —700Э.

Малые ферромагнитные частицы (Φ Ч) обладают высокой коэрцитивной силой (H_2) и намагниченностью насыщения (M_s), благодаря чему широко применяются для производства новых магнитных материалов. На сегодняшний день известно несколько основных методов получения малых металлических частиц и среди них термическое разложение металлорганических соединений, как одна из разновидностей химического метода [1].

В данной работе описывается эксперимент по получению малых частиц Со методом термического разложения (пиролиза) фталоцианина кобальта β —модификации (β —CoPc, где $Pc = C_{32}H_{16}N_8$). Ранее [2,3] экспериментально исследовалась термическая деструкция другого соединения из ряда металлофталоцианинов—фталоцианина железа (*FePc*). Было показано, что в результате пиролиза *FePc* выделяется высокотемпературная фаза железа.

Синтезированный нами CoPc очищался химически промывкой в кислой и щелочной средах (10% водные растворы H_2SO_4 и NaOH), затем двукратно возгонялся в вакууме. Дебаеграмма исходного поликристаллического образца β —CoPc хорошо совпадает с имеющимися литературными данными [4].

Рентгеновские дифрактограммы образцов снимались на спектрометре ДРОН—3 с использованием CuK_{α} излучения ($\lambda = 1,54$ Å). Рассматриваемый интервал углов Брэгга 20 составлял 14÷55°. Значения H_c при разных температурах отмечались из гистерезисных кривых намагничения M = M(H), снятых в температурном интервале 4÷80К. Максимальное значение внешнего поля было равно 50кЭ. Кривые M = M(H) снимались на SQUID—магнитометре.

Пиролиз проводился в запаянных кварцевых ампулах в вакууме (10⁻¹мм. рт. ст.) или в атмосфере инертного газа аргона при давлении 150—200 мм. рт. ст. Температура термического разложения (Т) варьировалась от 600 до 850°С, время термического разложения—от 4—5 до 9—10 ч. Магнитные и структурные кривые, снятые с образцов продуктов пиролиза (ПП) *СоРс*, полученных термическим разложением в различных средах (инертный газ, вакуум), практически идентичны при аналогичных условиях пиролиза.

На рис. 1 представлены рентгеновские дифрактограммы исходного β —*СоРс* (кривая 1), а также ПП (кривая 2). Измерения проводились на образце, который прогревался в вакууме в течение 6ч. при T=750°C. На кривой 2 отсутствуют максимумы, характеризующие



Рис. 1. Ренгеновские дифрактограммы исходного *β*—*СоРс* (1) и ПП *β*—*СоРс* (2). Режим пиролиза: Т=750°С, время-6ч.

кристаллическую структуру исходного в-СоРс, что свидетельствует о разрушении последней. При этом четко просматриваются максимумы при 20 = 43,4; 44,3; 51,6°, указывающие на наличие в ПП металлического Со. Частицы Со можно наблюдать в оптический микроскоп (×100 увеличение). Линейные размеры частиц можно оценить из особенностей Н_сПП. На рис. 2 приведена экспериментальная кривая H_c = H_c(T¹) для образца, дебаеграмма которого представлена на рис. 1. Видно, что Не практически не зависит от Т и достигает значений 650-700Э. Известно, что одной из основных особенностей малых ФЧ является высокая H_c (10²-10³Э) [1,5]. Значения H_c максимальны для однодоменных частиц и при гелиевых температурах для Со могут достигать Нах~1,2-1,5кЭ [1,6]. Для суперпарамагнитных частиц (однодоменных частиц, линейные размеры (1) которых меньше l однодоменной ферромагнитной частицы) зависимость $H_c = H_c(T)$ задается следующей формулой [6,7]:



Рис. 2. Значения $H_c = H_c(T^{1/2})$ ПП β — *СоРс.* Режим пиролиза: $T = 750^{\circ}$ С, время —6ч.

$$H_{c} = \frac{2K}{M_{s}} \left[1 - \left(\frac{25kT}{Kv}\right)^{1/z} \right] = \frac{2K}{M_{s}} \left[1 - \left(\frac{T}{T_{B}}\right)^{1/z} \right],$$

где К-константа магнитной анизотропии, М_з-намагниченность насыщения, *k*-постоянная Больцмана, v-об'ем частицы, T_B-температура блокировки.

Отсутствие зависимости Нс от Т в наших экспериментах указывает на то, что l частиц Со в ПП больше l одного ферромагнитного домена Для Со l ферромагнитного домена имеет значение ~ 300-400 Å [1, 7]. В то же время высокие значения Н_с этих частиц по сравнению Н. массивного металла (~10Э [8]) указывают на то, что частицы высокодисперсны и их l меньше минимальных l частиц, достаточно проявляющих свойства массивного металла (104—105Å [1]). Исходя из вышесказанного, мы предпологаем, что ФЧ Со в продуктах пиролиза состоят из нескольких доменов и их l находится в пределах 10³--104А. Это примечательный результат, так как методом пиролиза обычно получают достаточно большие (l=105-106 Å и выше) частицы металлов [1]. Не ансамбля малых ФЧ зависит также от расстояния (lo) между ними [5]. В предположении, что частицы Со распределены в ПП равномерно, можно показать, что lo между ближайшими частицами порядка 10⁴ и 10³ Å для частиц с l=10³ и 10⁴ Å соответственно. Таким образом, в результате пиролиза образуется ансамбль невзаимодействующих малых ФЧ, растворенных в аморфной органической среде.

В заключение особо отметим тот факт, что размеры частиц прямо пропорционально зависят от времени термического воздействия. Нам представляется интересным получение малых и сверхмалых ($l \sim 10^1 - -$ -10³Å) частиц Со пиролизом с малым временем термического разложения.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Петров Ю. И. Кластеры и малые частицы, М. 1986.
- 2. Кирин И. С., Мишин В. Я., Колядин А. Б. Ж. неорг. химин, 17, 348 (1972).
- Стукан Р. А., Кирин И. С., Мишин В. Я., Колядин А. Б. Ж. неорг. химин, 17, 1923 (1972).
- 4. Moser F. H., Thomas A. L. Phthaloc"anine Compounds. New York. p. 345, 1963.
- 5. Вонсовский С. В. Магнетизм, М, 1972.
- Yiping L, Hadjipanayis G. C., Sorensen C. M., Klabunde K. J. Appl. Phys. 67, 4502 (1990).
- 7. Cullity B. D. Introduction to Magnetic Materials. New York, 1972.
- 8. Бозорт Р. Ферромагнетизм, М., 1956.

ԿՈԲԱԼՏԻ ՓՈՔՐ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

4. L. CU.M.ABUL, U. A. 2U.MAPBAAFUBUL

3-4որալա-ֆտալոցիանինի ($3-CoC_{32}H_{16}N_8$) չերժային բայքայմամբ (պիրոլիզով) ստացվել են կորալտի ֆերրոմագնիսական փոբր մասնիկներ, որոնց գծոյին չափերը հավասար են 10³ – 19⁴ Å, իսկ կոէրցիտիվ ուժը՝ $H_c \sim 650-700$ էրստեղիւ

OBTAINING AND STUDY OF SMALL COBALT PARTICLES

V. E. SHAROYAN, A. R. HARUTYUNYAN

Small ferromagnetic Cobalt particles with 10^3-10^4 Å linear sizes and coercivity $H_e \sim 650-700$ Oe have been obtained by thermal decomposition (pyrolysis) of β -Cobalt-Phthalocyanine (β -CoC₃₂ H₁₆ N₈).

	¥ II 4 U & A U A A A A A A A A A A A A A A A A	15
	II. II. Burnanting Lat III	*
	չացումը պլազմայում լիցքավորված մասնիկների Բանձրուկների հաջորդականուԲյամբ. I Ա. 8. Ամատոյներ և վ. Անտասուն Ա	3
	աւ Ե. ծանահութ, է. Վ. Սողթոսյան, Ա. Գ. Խաչատույան, Ս. Ս. Էլթակյան. Կիլվատերային ալիջների առաջացումը պլադմայում լիցջավորված մասնիկների Բանձրուկների հա-	
	չորդականությամբ. II Հ. Ս. Երիցյան, Մ. Ա. Կանապետյան. Գերհաղորդիլ նյութերի բնութագրերի ուսումնա-	8
	սիրման անկոնտակտ եղանակ Գ. Տ. Ավանեսյան, Է. Ս. Վաոդանյան, Ռ. Ս. Միքայելյան, Ռ. Կ. Հովսեփյան, Ա. Ռ. Պողոսյան. Ֆոտոքրոմ էֆեկտի մեխանհոմը երկխառնուրդային լիներայի ներրատի	14
	pinchalaphand	17
	2. U. чигијић, U. 2. Մицигјић, U. 2. Մиблијић, Р. А. Обибјић, Оцирцицић	
	ճառագալիման աղդեցությունը p-n-անցման էլեկտրահաղորդականության վրա Գ. Ա. Հարությունյան, Ս. Ա. Կորանյան, Ռ. Ա. Մնացականյան, Հ. Բ. Ռոստոմյան, Ս. Մ.	24
	Inihuujus, U. U. Cushsijus, F. U. Turmhrnujus. Lowbin sheuduiperes dukendabi CSI-b. Shiph day tahungalimiti amadamumukalikat muguikantah burahunduk	.A
	ալաղմոքիմիական մենեոդ	30
		33
	ՀԱԾԱՌՈՏ ՀԱՂՈՐԴՈՒԾՆԵՐ	
	4. W. Papajas, b. W. Paunasjas, 4. U. Varhyjas. UPunjananal ubjanatuban up-	.7
	լանման վաղբը՝ 29.09.1988 թվականի արհդակնային րոնկման տվյալներով	35
	U. P. Aniquering, P. U. Uurqujud. uniformation unadabaph 344,6 to upper balance uniformer and the second se	37
	Ա. Վ. Արաջյան. Կլիստրոնային տիպի ուժեղացուցիչ հարկադրական անցումայության.	
	գայթնան հիման վրա	40
	4. L. Tunnjub, U. R. Zurnipjnibjub. Unpulmh inge duabhilibet umugnite te fomu-	
	dunungh	43
	CONTENTS	
	CONTENTS	5
	S. A. Babadzhanian, E. V. Sekhpossian, S. S. Elbakian. Excitation of wake waves	
-	in plasma by a succession of charged particle bunches. I	3
	A. Ts. Amatuni, E. V. Sekhpossian, A. G. Khachatrian, S. S. Elbakian. Excitation	-
	H. S. Eritsvan M. A. Ganapetvan A non-contact method for studying the cha-	c
5	racteristics of superconducting materials	14
	G. T. Avanesyan, E. S. Vartanyan, R. S. Mikaelyan, R. K. Hovsepyan, A. R. Po- gosyan, Mechanism of photochromic effect in double doped lithium niobate	
	crystals.	17
	H, S. Karayan, A. H. Makaryan, A. H. Manukyan, I. R. Ohanyan. Influence of	
	optical radiation on the conductivity of p-n transition	24
	Gukassyan, A. A. Shaginyan, E. S. Martirosyan, Plasmochemical method for	

30

SHORT COMMUNICATIONS

stabilization of parameters of electron multipliers, based on porous CsI in

V. Kh. Babayan, N. Kh. Bostanjian, G. A. Marikian. The neutron absorption path in atmosphere according to data on september 29, 1989 solar flare. .

S. V. Abajyan. Clistron type amplifier on the basis of stimulated transition effect.

V. E. Sharoyan, A. R. Harutyunyan. Obtaining and study of small cobalt particles.

hydrogen medium.

A. D. Ghukasyan, G. S. Sarkisyan. Emission of 344, 6 nm spertral line of potassium atoms with He and Ar buffer gases. .

35 37

40

43



at 1. U. R. Margare U. J. S. Margare Hell 11

СОДЕРЖАНИЕ

12 11 3

70 p.

La familie den a seguration for her parte

J.

C.	А. Бабаджанян, Э. В. Сехпосян, С. С. Элбакян. Возбуждение кильватер- ных волн в плазме последовательностью сгустков заряженных частиц. I.	.3
A.	Ц. Аматуни, Э. В. Сехпосян, А. Г. Хачатрян, С. С. Элбакян. Возбуждение кильватерных волн в плазме последовательностью сгустков заряженных	
02	частиц. II	8
0.	С. Ерицян, М. А. Ганапетян. Бесконтактный метод изучения характерис-	14
г.	Т. Аванесян, Э. С. Вартанян, Р. С. Микаелян, Р. К. Овсепян, А. Р. Погос- ян. Механизм фотохромного эффекта в кристаллах ниобата лития с двой-	1_1
	ными примесями	17
Г.	С. Караян, А. А. Макарян, А. Г. Манукян, И. Р. Оганян. Влияние опти-	24
Г.	ческого излучения на электропроводность р-и-перехода А. Арутюнян, С. А. Чобанян, Р. А. Мнацаканян, Г. Б. Ростомян, С. М. Гу- касян, А. А. Шагинян, Э. С. Мартиросян. Плаэмохимический метод ста-	9. 10 1. 10
ŝ,	Сял в водородной среде	30
	краткие сообщения	
В.	Х. Бабаян, Н. Х. Бостанджян, Г. А. Марикян. Пробег поглощения нейтро-	
	нов в атмосфере по данным солнечной вспышки 29.09.1989	. 35
A.	Д. Гукасян, Г. С. Саркисян. Излучение спектральной линии 344,6 им ато-	35
	ма калия при наличии буферных газов аргона и гелия	37

- С. В. Абаджян. Усилитель клистронного типа на основе вынужденного пере-

-